

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2007-129914

(P2007-129914A)

(43) 公開日 平成19年5月31日(2007.5.31)

(51) Int. Cl.

A01B 63/111 (2006.01)

F I

A01B 63/111

テーマコード (参考)

2B304

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 36 頁)

(21) 出願番号 特願2005-323455 (P2005-323455)
 (22) 出願日 平成17年11月8日 (2005.11.8)

(71) 出願人 000006781
 ヤンマー株式会社
 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号
 (74) 代理人 100109427
 弁理士 鈴木 活人
 (74) 代理人 100114410
 弁理士 大中 実
 (74) 代理人 100108992
 弁理士 大内 信雄
 (72) 発明者 三輪 敏之
 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号 ヤン
 マー株式会社内
 (72) 発明者 武山 隆一
 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号 ヤン
 マー株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 耕深制御装置

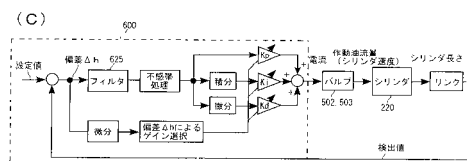
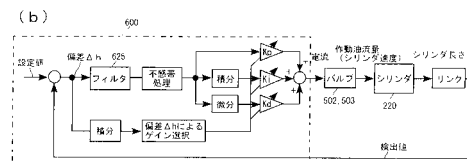
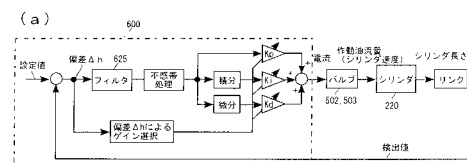
(57) 【要約】

【課題】 検出耕深位置と設定耕深位置との偏差の大小に拘わらず、耕耘機の昇降制御の安定化を図り得る耕深制御装置、及び持続的な外乱の入力があった場合であっても、耕耘機の昇降制御の安定化を図り得る構造簡単な耕深制御装置を提供する。

【解決手段】 リヤカバー624の回動角度に基づき、車輛本体50に対して昇降可能に連結された耕耘機400の検出耕深位置 hD を設定耕深位置 hR に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置は、検出耕深位置 hD と設定耕深位置 hR との偏差 Δh の大きさに基づき自動耕深制御における制御ゲイン Kp を変更するように構成されている。

【選択図】 図11

(a) 偏差によるゲイン選択 (b) 偏差の積分によるゲイン選択
 (c) 偏差の微分によるゲイン選択



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、

前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに基づき自動耕深制御における制御ゲインを変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。

【請求項 2】

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、

前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに基づき自動耕深制御における不感帯幅を変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。

【請求項 3】

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、

前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに基づき自動耕深制御におけるフィルタリング条件を変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。

【請求項 4】

前記偏差の大きさは、所定時間内における平均値又は積分値であることを特徴とする請求項 1 から 3 の何れかに記載の耕深制御装置。

【請求項 5】

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、

前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の変化割合の大きさに基づき自動耕深制御における制御ゲインを変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。

【請求項 6】

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、

前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の変化割合の大きさに基づき自動耕深制御における不感帯幅を変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。

【請求項 7】

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、

前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の変化割合の大きさに基づき自動耕深制御におけるフィルタリング条件を変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。

【請求項 8】

前記偏差の変化割合の大きさは、所定時間内における平均値又は積分値であることを特徴とする請求項 5 から 7 の何れかに記載の耕深制御装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、トラクタ等の車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の耕深深さを制御するための耕深制御装置に関する。

【背景技術】

10

20

30

40

50

【0002】

トラクタ等の車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の自動耕深制御を行う耕深制御装置として、例えば、前記耕耘機を前記車輛本体に対して昇降させる昇降用アクチュエータと、前記耕耘機の耕深深さを設定する耕深深さ設定手段と、前記耕耘機の耕耘位置を検出する耕耘位置検出手段と、前記昇降用アクチュエータを作動させる制御手段とを備えた耕深制御装置が知られている（例えば、下記特許文献1参照）。

【0003】

詳しくは、前記耕耘機は、耕耘爪軸と、該耕耘爪軸に設けられた耕耘爪と、該耕耘爪の回転軌跡の上方を覆う耕耘上面カバーと、該耕耘上面カバーの後端部に揺動可能に連結された耕耘リヤカバーとを有している。

10

前記耕深深さ設定手段は、設定耕深位置（目標耕深位置）として、前記耕耘上面カバーに対する前記耕耘リヤカバーの回動角度を設定し、一方、前記耕深位置検出手段は、実耕深位置（検出耕深位置）として、前記耕耘上面カバーに対する前記耕耘リヤカバーの回動角度を検出している。

そして、前記制御手段は、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差に基づいて、前記昇降用アクチュエータの制御条件を算出し、該制御条件に基づき前記検出耕深位置が前記設定耕深位置と一致するように前記昇降用アクチュエータを作動させることで、自動耕深制御を行っている。

【0004】

ところで、従来の耕深制御装置においては、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに拘わらず、前記自動耕深制御における制御条件が一定とされていた為、枕地等の凹凸の多い場所を耕耘作業する際等のように前記偏差の大きさが変動する場合に制御が不安定となり、場合によっては、ハンチング現象が発生するという問題があった。

20

【0005】

即ち、前記耕深制御装置においては、前記耕耘機の昇降動に伴う前記耕耘位置検出手段の検出感度変化による悪影響を補償する為に、前記偏差に基づく制御信号に制御ゲインを乗算して前記昇降用アクチュエータへ出力することが提案されている。

これに代えて、若しくは、加えて、前記偏差に対する不感帯幅を設けることや、前記検出耕深位置の入力経路及び／又は前記昇降用アクチュエータへの出力経路にフィルタを介挿させることも提案されている。

30

【0006】

しかしながら、従来の耕深制御装置においては、前記制御ゲイン、前記不感帯幅及び前記フィルタによって遮断される周波数の範囲を含む前記制御条件が、前記偏差の大小に拘わらず一定とされていた。

従って、例えば、前記制御条件が、前記制御ゲイン「大」、前記不感帯幅「小」及び遮断周波数の範囲「大」に設定されていると、前記偏差が大きい場合に前記耕耘機の昇降量が過大になり、制御の不安定化が生じる。

【0007】

又、前記従来の耕深制御装置においては、前記偏差の検出毎に前記昇降用アクチュエータを作動制御している。

40

従って、前輪が坂にさしかかった際や凹凸の多い場所を耕耘する際のように持続的な外乱の入力がある場合に、制御の不安定化を招き、ハンチング現象が生じやすいという問題があった。

【特許文献1】特開2000-41415号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

本発明は、前記従来技術に鑑みなされたものであり、検出耕深位置と設定耕深位置との偏差の大小に拘わらず、耕耘機の昇降制御の安定化を図り得る構造簡単な耕深制御装置の提供を、一の目的とする。

50

又、本発明は、持続的な外乱の入力があった場合であっても、耕耘機の昇降制御の安定化を図り得る構造簡単な耕深制御装置の提供を、他の目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明は、前記課題を解決するために、次の第1から第3態様の耕深制御装置を提供する。

(1) 第1態様の耕深制御装置

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに基づき自動耕深制御における制御ゲインを変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。 10

(2) 第2態様の耕深制御装置

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに基づき自動耕深制御における不感帯幅を変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。

(3) 第3態様の耕深制御装置

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに基づき自動耕深制御におけるフィルタリング条件を変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。 20

【0010】

本発明に係る第1から第3態様の耕深制御装置において、前記偏差の大きさとしては、代表的には、所定時間内（又は所定サンプリング数）における平均値を例示できる。ここで、前記平均値は、単純平均値、重みつき平均値、単純移動平均値、重みつき移動平均値等を含む概念である。また、前記平均値の概念と同様の観点から、前記偏差の大きさは、所定時間内（又は所定サンプリング数）における積分値であってもよい。

【0011】

本発明はまた、前記課題を解決するために、次の第4から第6態様の耕深制御装置も提供する。 30

(4) 第4態様の耕深制御装置

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の変化割合の大きさに基づき自動耕深制御における制御ゲインを変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。

(5) 第5態様の耕深制御装置

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の変化割合の大きさに基づき自動耕深制御における不感帯幅を変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。 40

(6) 第6態様の耕深制御装置

リヤカバーの回動角度に基づき、車輛本体に対して昇降可能に連結された耕耘機の検出耕深位置を設定耕深位置に追従させる自動耕深制御を行うように構成された耕深制御装置であって、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の変化割合の大きさに基づき自動耕深制御におけるフィルタリング条件を変更するように構成したことを特徴とする耕深制御装置。

【0012】

前記第4から第6態様の耕深制御装置において、前記偏差の変化割合の大きさとしては、代表的には、所定時間内（又は所定サンプリング数）における平均値を例示できる。こ 50

ここで、前記平均値は、単純平均値、重みつき平均値、単純移動平均値、重みつき移動平均値等を含む概念である。また、前記平均値の概念と同様の観点から、前記偏差の大きさは、所定時間内（又は所定サンプリング数）における積分値であってもよい。

【0013】

また、本発明に係る第3及び第6態様の耕深制御装置において、前記フィルタリング条件としては、代表的には、前記検出耕深位置の入力経路及び／又は前記耕耘機を前記車輛本体に対して昇降させる昇降用アクチュエータへの出力経路に介挿されるフィルタの遮断周波数の範囲を例示できる。

【発明の効果】

【0014】

本発明の第1態様に係る耕深制御装置によれば、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに基づき、自動耕深制御における制御ゲインを変更するように構成したので、前記偏差の大小に拘わらず自動耕深制御の安定化を図ることができる。

例えば、前記偏差の大きさが大きくなるに従って前記制御ゲインを小さくすることができる。

これに代えて、前記偏差の大きさが所定の閾値以内の場合には前記制御ゲインを所定の制御ゲインと等しいか又は前記所定制御ゲインより大きくし、且つ、前記偏差の大きさが所定の閾値よりも大きい場合には前記制御ゲインを前記所定制御ゲインより小さくすることもできる。

これらの構成によれば、前記偏差が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置を設定耕深位置に追従させることができ、これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。

【0015】

本発明の第2態様に係る耕深制御装置によれば、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに基づき、自動耕深制御における不感帯幅を変更するように構成したので、前記偏差の大小に拘わらず自動耕深制御の安定化を図ることができる。

例えば、前記偏差の大きさが大きくなるに従って前記不感帯幅を大きくすることができる。

これに代えて、前記偏差の大きさが所定の閾値以内の場合には前記不感帯幅を所定の不感帯幅と等しいか又は前記所定不感帯幅より小さくし、且つ、前記偏差の大きさが所定の閾値よりも大きい場合には前記不感帯幅を前記所定不感帯幅より大きくすることもできる。

これらの構成によれば、前記偏差が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置を設定耕深位置に追従させることができ、これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。

【0016】

本発明の第3態様に係る耕深制御装置によれば、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の大きさに基づき、自動耕深制御におけるフィルタリング条件を変更するように構成したので、前記偏差の大小に拘わらず自動耕深制御の安定化を図ることができる。

即ち、制御手段への検出耕深位置の入力経路及び／又は制御手段から昇降用アクチュエータへの出力経路に介挿されるフィルタによって遮断される周波数範囲（遮断周波数範囲）を、前記偏差の大きさに基づいて変更することで、該偏差の大小に拘わらず自動耕深制御の安定化を図ることができる。

【0017】

例えば、前記偏差の大きさが所定の閾値以内の場合には前記遮断周波数範囲を所定の遮断周波数範囲と等しいか又は前記所定遮断周波数範囲より大きくし、且つ、前記偏差の大きさが所定の閾値よりも大きい場合には前記遮断周波数範囲を前記所定遮断周波数範囲より小さくすれば、前記偏差が小さい場合におけるオーバーシュート現象を防止しつつ、前記偏差が大きい場合における振動的動作を可及的速やかに収束させることができる。

これに代えて、前記偏差が大きくなるに従って前記遮断周波数範囲を小さくしてもよい

10

20

30

40

50

。この場合においても、前記偏差が小さい場合におけるオーバーシュート現象を防止しつつ、前記偏差が大きい場合における振動的動作を可及的速やかに収束させることができる。

【0018】

また、本発明の第1から第3態様に係る耕深制御装置において、前記偏差の大きさが、所定時間内における平均値又は積分値である場合には、持続的な外乱の入力があった場合であっても、耕耘機の昇降制御の安定化を図ることができる。

【0019】

本発明の第4態様に係る耕深制御装置によれば、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の変化割合の大きさに基づき、自動耕深制御における制御ゲインを変更するように構成したので、前記偏差の大小に拘わらず自動耕深制御の安定化を図ることができる。

10

例えば、前記偏差の変化割合の大きさが大きくなるに従って前記制御ゲインを小さくすることができる。

これに代えて、前記偏差の変化割合の大きさが所定の閾値以内の場合には前記制御ゲインを所定の制御ゲインと等しいか又は前記所定制御ゲインより大きくし、且つ、前記偏差の変化割合の大きさが所定の閾値よりも大きい場合には前記制御ゲインを前記所定制御ゲインより小さくすることもできる。

これらの構成によれば、前記偏差が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置を設定耕深位置に追従させることができ、これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。

20

【0020】

本発明の第5態様に係る耕深制御装置によれば、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の変化割合の大きさに基づき、自動耕深制御における不感帯幅を変更するように構成したので、前記偏差の変化割合の大小に拘わらず自動耕深制御の安定化を図ることができる。

例えば、前記偏差の変化割合の大きさが大きくなるに従って前記不感帯幅を大きくすることができる。

これに代えて、前記偏差の変化割合の大きさが所定の閾値以内の場合には前記不感帯幅を所定の不感帯幅と等しいか又は前記所定不感帯幅より小さくし、且つ、前記偏差の変化割合の大きさが所定の閾値よりも大きい場合には前記不感帯幅を前記所定不感帯幅より大

30

きくすることもできる。

これらの構成によれば、前記偏差が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置を設定耕深位置に追従させることができ、これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。

【0021】

本発明の第6態様に係る耕深制御装置によれば、前記検出耕深位置と前記設定耕深位置との偏差の変化割合の大きさに基づき、自動耕深制御におけるフィルタリング条件を変更するように構成したので、前記偏差の大小に拘わらず自動耕深制御の安定化を図ることができる。

即ち、制御手段への検出耕深位置の入力経路及び／又は制御手段から昇降用アクチュエータへの出力経路に介挿されるフィルタによって遮断される周波数範囲（遮断周波数範囲）を、前記偏差の変化割合の大きさに基づいて変更することで、該偏差の大小に拘わらず自動耕深制御の安定化を図ることができる。

40

【0022】

例えば、前記偏差の変化割合の大きさが所定の閾値以内の場合には前記遮断周波数範囲を所定の遮断周波数範囲と等しいか又は前記所定遮断周波数範囲より大きくし、且つ、前記偏差の変化割合の大きさが所定の閾値よりも大きい場合には前記遮断周波数範囲を前記所定遮断周波数範囲より小さくすれば、前記偏差が小さい場合におけるオーバーシュート現象を防止しつつ、前記偏差が大きい場合における振動的動作を可及的速やかに収束させることができる。

50

これに代えて、前記偏差の変化割合が大きくなるに従って前記遮断周波数範囲を小さくしてもよい。この場合においても、前記偏差が小さい場合におけるオーバーシュート現象を防止しつつ、前記偏差が大きい場合における振動的動作を可及的速やかに収束させることができる。

【0023】

また、本発明の第4から第6態様に係る耕深制御装置において、前記偏差の変化割合の大きさが、所定時間内における平均値又は積分値である場合には、持続的な外乱の入力があった場合であっても、耕耘機の昇降制御の安定化を図ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0024】

10

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。

図1は本実施の形態に係る耕深制御装置が適用される作業車輛の一例である農作業用トラクタの概略側面図である。図2は図1に示すトラクタの概略平面図である。図3は図1に示すトラクタにおける耕耘機用昇降機構の概略側面図である。図4は図3に示す耕耘機用昇降機構の概略平面図である。図5はロータリー耕耘機の図2におけるV-V線に沿った概略断面図である。図6は該ロータリー耕耘機の概略背面図である。図7は該トラクタの油圧回路図である。

【0025】

図1乃至図4に示す如く、作業車輛としてのトラクタ100は、車輛本体50と、該車輛本体50の後部に連結されたロータリー耕耘機400とを備えている。

20

前記車輛本体50は、走行機体1と、該走行機体1を支持する左右一対の前車輪2及び左右一対の後車輪3と、該走行機体1の前部に搭載されたエンジン4とを備えており、前記エンジン4からの動力によって前記後車輪3及び前記前車輪2を作動的に駆動することにより、前後進走行するように構成されている。なお、図中の符号5は前記エンジン4を覆うボンネット5である。

さらに、前記トラクタ100は、前記走行機体1の上面に設けられたキャビン6を有している。該キャビン6の内部には、操縦座席7と、かじ取りすることによって前記前車輪2の操向方向を左右に動かすように構成された操縦ハンドル（丸ハンドル）8とが設置されている。前記キャビン6の外側部には、作業者が乗降するステップ9が設けられ、該ステップ9より内側で且つ該キャビン6の底部より下側には、前記エンジン4に燃料を供給する燃料タンク10が設けられている。

30

【0026】

図1乃至図4に示すように、前記走行機体1は、前バンパ11及び前車軸ケース12を有するエンジンフレーム13と、該エンジンフレーム13の後部にボルトにて着脱自在に固定される左右の機体フレーム15とを有している。

前記機体フレーム15の後部には、前記エンジン4の回転を適宜変速してそれぞれ後輪軸3a及び前輪軸2aを介して前記後車輪3及び前記前車輪2に伝達するためのミッションケース16が連結されている。前記後車輪3は、前記ミッションケース16の外側面から外向きに突出するように装着された後車軸ケース17を介して取付けられている。

なお、前記ミッションケース16の後端面には、前記ロータリー耕耘機400の駆動力を出力する為のPTO軸18が後向きに突出するように設けられている。

40

【0027】

前記ロータリー耕耘機400は、前記ミッションケース16の後部に、一対の左右ローワーリンク311、312及びトップリンク320からなる3点リンク機構300を介して連結される。

図1及び図3に示すように、前記左右ローワーリンク311、312は、前端側が前記ミッションケース16後部の左右側面のそれぞれにローワーリンクピン313を介して回動可能に連結され、且つ、後端側が前記ロータリー耕耘機400における下リンクフレーム440の前端部に下ヒッチピン314を介して連結されている。

前記トップリンク320は、前端側が下記作業機用昇降機構200の後部のトップリン

50

クヒッチ 2 1 0 にトップリンクピン 2 1 1 を介して連結され、且つ、後端側が下記上リンクフレーム 4 1 0 の前端側に上ヒッチピン 3 2 1 を介して連結されている。

【0028】

図 3 及び図 4 に示すように、前記ミッションケース 1 6 の後部上面には、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 を昇降動する為の油圧式作業機用昇降機構 2 0 0 が着脱可能に取付けられている。

図 3 及び図 4 及び図 7 に示すように、油圧式の作業機用昇降機構 2 0 0 は、昇降用アクチュエータとして作用する単動形の昇降制御油圧シリンダ 2 2 0 と、該油圧シリンダ 2 2 0 におけるピストンによって作動的に回動される左右一对のリフトアーム 2 2 1, 2 2 2 とを有している。

10

【0029】

進行方向に向かって左側の前記リフトアーム 2 2 1 は、左リフトロッド 2 3 1 を介して対応する左側の前記ロワーリンク 3 1 1 に連結されている。

進行方向に向かって右側の前記リフトアーム 2 2 2 は、右リフトロッド 2 3 2 を介して対応する右側の前記ロワーリンク 3 1 2 に連結されている。

つまり、前記昇降制御油圧シリンダ 2 2 0 によって前記左右一对のリフトアーム 2 2 1, 2 2 2 が車輻左右方向に沿った前記回動軸回りに揺動することで、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 は、前記トップリンク 3 2 0 及び前記一对のロワーリンク 3 1 1, 3 1 2 の前端部回りに昇降するようになっている。

【0030】

前記右リフトロッド 2 3 2 には、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 を前記車輻本体 5 0 に対して傾動させる傾動用アクチュエータとして作用する複動形の傾斜制御油圧シリンダ 2 4 0 が介挿されている。

つまり、前記傾斜制御油圧シリンダ 2 4 0 のピストンロッド 2 4 1 が進退することによって、前記ロータリー耕耘機 4 4 0 は、前記左右一对のリフトロッド 2 3 1, 2 3 2 の他方（ここでは、左リフトロッド 2 3 1）と該他方のリフトロッド 2 3 1 に対応したロワーリンク 3 1 1 との連結点（即ち、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 の左右方向中心位置 D から一方側へ変位された位置）を支点 Q（図 2 参照）として、傾動するようになっている。

20

【0031】

図 1、図 2、図 5 及び図 6 に示すように、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 は、横長筒状のメインビーム 4 2 0 と、前記メインビーム 4 2 0 の左右側端部にそれぞれ上端側が連結されたチェーンケース 4 3 1 及び軸受板 4 3 2 と、前記チェーンケース 4 3 1 及び前記軸受板 4 3 2 の下端側に左右両端部が回転自在に軸支された耕耘爪軸 4 3 3 と、前記耕耘爪軸 4 3 3 に放射状にて着脱可能に取り付けられた複数の耕耘爪 4 3 4 と、前記耕耘爪 4 3 4 の回転軌跡の上方を覆うように配置された耕耘上面カバー 4 3 5 と、前記耕耘爪 4 3 4 の回転軌跡の左右側方を覆うように配置された左右耕耘サイドカバー 4 3 6 と、前記耕耘爪 4 3 4 の回転軌跡の後方を覆うように配置された耕耘リヤカバー 4 3 7 と、前記メインビーム 4 2 0 に前端側が取付けられて後方に長く伸びる耕深調節フレーム 4 3 8 と、前記メインビーム 4 2 0 に回動可能に連結された前記上リンクフレーム 4 1 0 と、前記メインビーム 4 2 0 に一体的に連結された前記下リンクフレーム 4 4 0 と、前記上リンクフレーム 4 1 0 の後端側と前記耕深調節フレーム 4 3 8 の前後方向の中間部とをつなぐ伸縮調節可能な耕深調節軸 4 3 9 とを備えている。

30

40

【0032】

詳しくは、前記トップリンク 3 2 0 は、ターンバックル 3 2 0 a の回転にて伸縮されて、該トップリンク 3 2 0 の長さを変更調節可能となるように構成されている（図 3 及び図 4 参照）。前記上リンクフレーム 4 1 0 は、前後方向の中間部において、耕深調節支点軸 4 1 1 を介して前記メインビーム 4 2 0 に回動可能に連結されている（図 1 参照）。そして、前記耕深調節フレーム 4 3 8 は、前端側が前記メインビーム 4 2 0 に一体的に連結されている。

斯かる構成を備えることにより、耕深調節ハンドル 4 3 9 a（図 1 参照）を回転操作し

50

て前記耕深調節軸 4 3 9 を伸縮させると、前記左右一对のローリンク 3 1 1, 3 1 2 及びトップリンク 3 2 0 にて支持される前記ロータリー耕耘機 4 0 0 は、前傾又は後傾姿勢に変化するようになっており、これにより、前記耕耘爪 4 3 4 による耕深位置 h D (耕耘深さ) が手動で変更できるように構成されている。

【0033】

図 1、図 5 及び図 6 に示すように、前記メインビーム 4 2 0 の左右中央部には、前記 P T O 軸 1 8 からの駆動力を入力するためのギヤケース 4 5 0 が配置されている。前記 P T O 軸 1 8 と前記ギヤケース 4 5 0 前面側の P T O 入力軸 4 5 1 とは、両端に自在継手が備えられた伸縮自在な伝動軸 4 5 2 を介して連結されている。

前記 P T O 軸 1 8 からの動力は、前記ギヤケース 4 5 0 に内蔵されたベベルギヤ (図示せず)、前記メインビーム 4 2 0 に内蔵された回転軸 (図示せず)、前記チェーンケース 4 3 1 に内蔵されたスプロケット及びチェーン (図示せず) 等を介して前記耕耘爪軸 4 3 3 に伝達される。これにより、前記耕耘爪 4 3 4 が図 1 及び図 5 において反時計方向に回転される。 10

【0034】

図 5 及び図 6 に示すように、前記耕耘上面カバー 4 3 5 の後端側には、車輛左右方向に沿った枢着軸 4 3 7 a を介して前記耕耘リヤカバー 4 3 7 が回転可能に連結されている。

さらに、前記耕耘上面カバー 4 3 5 の上面後部には、後方且つ上方へ延びる左右一对のハンガーフレーム 4 4 1 が立設されている。

そして、前記耕耘リヤカバー 4 3 7 の上面後端側と前記左右ハンガーフレーム 4 4 1 の後端側との間には左右一对のハンガー機構 4 6 0 が設けられており、前記耕耘リヤカバー 4 3 7 は、該ハンガー機構 4 6 0 によって、前記枢着軸 4 3 7 a 回りに上下動し得るようになっている。 20

【0035】

詳しくは、前記各ハンガーフレーム 4 4 1 の後端部には、車輛左右方向に沿った軸線回り回転自在とされた受圧軸体 4 4 2 が配置されている。該受圧軸体 4 4 2 には、軸線と直交する方向に貫通孔が設けられている。

前記各ハンガー機構 4 6 0 は、前記受圧軸体 4 4 2 の前記貫通孔に摺動可能に挿通された細長い丸棒形のハンガーロッド 4 6 1 を有している。

前記ハンガーロッド 4 6 1 は、下端部が、車輛左右方向に沿った支軸 4 6 1 a を介して、前記耕耘リヤカバー 4 3 7 の後部上面に設けられたブラケット 4 6 2 に回転自在に連結されている (図 5 参照)。 30

前記ハンガーロッド 4 6 1 には、前記受圧軸体 4 4 2 より上方側において固設された下降規制ピン 4 6 1 b と、前記下降規制ピン 4 6 1 b と前記受圧軸体 4 4 2 との間に位置するように該ハンガーロッド 4 6 1 に軸線方向摺動可能に外挿された下降規制板 4 6 3 と、該ハンガーロッド 4 6 1 の下方側で且つ前記支軸 4 6 1 a より上方側において固設された上昇規制ピン 4 6 1 c と、前記上昇規制ピン 4 6 1 c によって下方への移動が規制された状態で該ハンガーロッド 4 6 1 に軸線方向摺動可能に外挿された下座板 4 6 5 と、前記下座板 4 6 5 及び前記受圧軸体 4 4 2 の間に位置するように該ハンガーロッド 4 6 1 に外挿された鎮圧用圧縮バネ 4 6 6 と、該鎮圧用圧縮バネ 4 6 6 の上端部と係合する上座板 4 6 4 とが設けられている。 40

【0036】

斯かるハンガー機構 4 6 0 を備えた前記ロータリー耕耘機 4 0 0 は以下のように作動する。

即ち、前記昇降用アクチュエータによって前記ロータリー耕耘機 4 0 0 が地面 G から離れるように持ち上げられると、前記耕耘リヤカバー 4 3 7 の後端側が前記枢着軸 4 3 7 a 回りに下方側に回転する。

この際、前記ハンガーロッド 4 6 1 は前記受圧軸体 4 4 2 に案内された状態で下方側へ移動するが、前記下降規制ピン 4 6 1 b が前記下降規制板 4 6 3 に当接し且つ該下降規制板 4 6 3 が前記受圧軸体 4 4 2 に当接することで、該ハンガーロッド 4 6 1 の下方側への 50

移動が停止される。従って、前記耕耘リヤカバー 4 3 7 はその後端側を最下降させた姿勢に維持される。

【0037】

一方、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 が耕地上面に降ろされて前記耕耘爪 4 3 4 が着地しているときや耕耘作業中においては、前記耕耘リヤカバー 4 3 7 の後端側が、耕耘された耕土との接地圧にて前記枢着軸 4 3 7 a 回りに上方に回転することになる。

この際、前記ハンガーロッド 4 6 1 は前記受圧軸体 4 4 2 に案内された状態で上方側へ移動する。斯かるハンガーロッド 4 6 1 の上方側への移動によって、前記上昇規制ピン 4 6 1 c 及び前記下座板 4 6 5 を介して前記鎮圧用圧縮バネ 4 6 6 が圧縮される。

即ち、前記耕耘リヤカバー 4 3 7 が前記枢着軸 4 3 7 a 回りに上方側へ回転する際には、該耕耘リヤカバー 4 3 7 は前記鎮圧用圧縮バネ 4 6 6 の付勢力に抗して動作することになり、従って、前記耕耘リヤカバー 4 3 7 の後方への土の飛散を有効に防止しつつ、該耕耘リヤカバーによる均平作用を有効に維持することができる。

【0038】

前記トラクタ 1 0 0 は、さらに、昇降用アクチュエータとして作用する前記昇降制御油圧シリンダ 2 2 0 及び傾動用アクチュエータとして前記昇降制御油圧シリンダ 2 2 0 への作動油給排を行う油圧回路 5 0 0 を備えている。

図 7 に示すように、前記油圧回路 5 0 0 は、前記エンジン 4 によって作動的に回転駆動される作業機用油圧ポンプ 5 0 1 と、該油圧ポンプ 5 0 1 の吐出側に流体接続された分流弁 5 0 5 と、該分流弁 5 0 5 によって分岐された一方側油路及び他方側油路にそれぞれ配置された昇降制御用バルブ及び傾斜制御用バルブとを備えている。

本実施の形態においては、前記昇降制御用バルブは、上昇制御電磁弁 5 0 2 及び下降制御電磁弁 5 0 3 を有している。また、前記傾斜制御用バルブは、傾斜制御電磁弁 5 0 4 を有している。

なお、前記油圧回路 5 0 0 は、図 7 に示すように、リリーフ弁や流量調整弁、チェック弁、オイルクーラ、オイルフィルタ等も備えている。

【0039】

次に、前記キャビン 6 内に配置された各種操作手段の構成について説明する。

図 1 及び図 2 に示すように、前記操縦ハンドル 8 は、前記操縦座席 7 の前方に位置する操縦コラム 1 9 上に設けられている。

前記キャビン 6 内には、前記操縦座席 7、前記操縦ハンドル 8 及び前記操縦コラム 1 9 に加えて、前記エンジン 4 の回転数（出力）を調節するためのスロットルレバー 6 1 7 と、前記走行機体 1 を制動操作するための左右ブレーキペダル 2 0 と、前記エンジンから前記前車輪 2 及び前記後車輪 3 への動力伝達の係脱操作を行う為のクラッチペダル 2 1 と、車輛本体 5 0 の走行速度を変速操作する為の走行変速レバー 2 4 と、前記エンジン 4 から前記後車輪 3 への動力伝達経路に介挿されるディファレンシャル機構をロック操作する為のデフロックペダル 2 5 と、前記 P T O 軸 1 8 からの出力回転数を変速操作する為の P T O 変速レバー 2 3 とが配置されている。

【0040】

さらに、前記キャビン 6 内には、作業機昇降レバー 2 2、傾斜設定器 6 2 3 及び耕深設定器 6 2 6 が配置されている。

図 8 に、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 の模式側面図を示す。なお、図 8 (a) は自動耕深制御時のロータリー耕耘機 4 0 0 の昇降状態を示しており、図 8 (b) は自動高さ制御時のロータリー耕耘機 4 0 0 の昇降状態を示している。

前記作業機昇降レバー 2 2 は、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 の設定高さ位置（目標高さ位置）h S（図 8 (b) 参照）を手動で変更操作するための上下位置操作手段として作用する。

前記上下位置操作手段は、前記設定高さ位置として、前記リフトアーム 2 2 1、2 2 2 の設定リフト角度（目標リフト角度） θ S（図 8 (b) 参照）を設定し得るように構成される。

図 9 に、前記ロータリー耕耘機 400 の模式背面図を示す。

前記傾斜設定器 623 は、前記ロータリー耕耘機 400 の傾斜状態 tS を設定する傾斜設定手段として作用する。具体的には、図 9 に示すように、前記車輛本体 50 に対する前記ロータリー耕耘機 400 の左右方向に関する相対的な設定左右傾斜角度（目標左右傾斜角度） ϕs を予め設定する為のものであり、例えば、可変抵抗器を含み得る。

前記耕深設定器 626 は、前記ロータリー耕耘機 400 における耕耘爪 434 の設定耕深位置（目標耕深位置） hR （図 8（a）参照）を設定する耕深深さ設定手段として作用する。

詳細は後述するが、前記ロータリー耕耘機 400 の耕深位置は、前記耕耘上面カバー 435 に対する前記耕耘リヤカバー 437 の回動角度に基づいて制御されるようになってい 10
る。従って、前記耕深深さ設定手段は、前記設定耕深位置として、前記耕耘上面カバー 435 に対する前記耕耘リヤカバー 437 の設定回動角度（目標回動角度） θR （図 8（a）参照）を設定し得るように構成され、例えば、可変抵抗器を含み得る。なお、前記設定回動角度 θR は、例えば、鉛直 V を基準にした回動角度とすることができる。

【0041】

（第 1 実施形態）

次に、本発明に係る耕深制御装置の第 1 実施形態について説明する。

図 10 は、第 1 実施形態に係る耕深制御装置のブロック図である。

該耕深制御装置は、前記耕耘リアカバー 437 の回動角度に基づき、前記車輛本体 50 10
に対して昇降可能に連結された前記ロータリー耕耘機 400 の検出耕深位置 hD を前記耕深設定器 626 による設定耕深位置 hR に追従させる自動耕深制御を行うように構成されている。

【0042】

具体的には、図 10 に示すように、該耕深制御装置は、前記昇降用アクチュエータとして作用する前記昇降制御油圧シリンダ 220 と、前記耕深深さ設定手段として作用する前記耕深設定器 626 と、前記ロータリー耕耘機 400 の耕深位置を検出する耕深位置検出手段として作用するリヤカバーセンサ 624 と、前記自動耕深制御を司る制御手段として作用する耕深制御コントローラ 600 とを備えている。

【0043】

前述の通り、前記リヤカバーセンサ 624 は、前記ロータリー耕耘機 400 の耕深位置 30
 hD を検出する耕深位置検出手段として作用する。

即ち、前記ロータリー耕耘機 400 の耕深位置 hD （図 8（a）参照）に応じて、前記耕耘上面カバー 435 に対する前記耕耘リヤカバー 437 の回動位置が変化する。従って、前記リヤカバーセンサ 624 によって、前記耕耘上面カバー 435 に対する前記耕耘リヤカバー 437 の回動位置を検出することによって、前記ロータリー耕耘機 400 の耕深位置 hD を検出することができる。

詳しくは、前記リヤカバーセンサ 624 は、前記耕耘上面カバー 435 に対する前記耕耘リヤカバー 437 の回動位置として、前記耕耘上面カバー 435 に対する前記耕耘リヤカバー 437 の回動角度 θD （図 8（a）参照）を検出し得るように構成され、この検出回動角度 θD は、例えば、鉛直 V を基準にした回動角度とすることができる。 40

本実施の形態においては、該リヤカバーセンサ 624 は、前記耕耘上面カバー 435 の後部上面に配置されたポテンシオメータ型とされている（図 2、図 5、図 6 及び図 8 参照）。

なお、前記リヤカバーセンサ 624 と前記耕耘リヤカバー 437 とは、センサアーム 437b 及びセンサリンク 437c 等を介して連結されている（図 2 参照）。

【0044】

前記耕深制御コントローラ 600 は、前記種々の設定手段及びセンサからの信号を入力して、前記昇降用アクチュエータ及び前記傾動用アクチュエータへ制御信号を出力するように構成されている。

即ち、該耕深制御コントローラ 600 は、図 10 に示すように、入力系が前記耕深設定 50

器 6 2 6, 前記リヤカバーセンサ 6 2 4 に電氣的に接続されると共に、出力系が前記上昇制御電磁弁 5 0 2 及び前記下降制御電磁弁 5 0 3 に電氣的に接続されている。

【0045】

詳しくは、該耕深制御コントローラ 6 0 0 は、図 1 0 に示すように、前記各種センサ等から入力される信号に基づいて演算処理を実行する制御演算手段を含む中央処理装置 6 0 1 (以下 CPU という) と、制御プログラム等を格納したり、後述する各種関係式又はマップに関する所定のデータ等を記憶する ROM 6 0 2 と、前記 CPU 6 0 1 の演算中に生成されるデータを一時的に保持する RAM 6 0 3 とを備えている。また、前記 CPU 6 0 1 は時計用のタイマを内蔵している。

斯かる耕深制御コントローラ 6 0 0 は電源印加用キースイッチ 6 1 1 を介してバッテリー 6 1 2 に接続されている。なお、前記キースイッチ 6 1 1 は、前記エンジン 4 を始動するためのスタータ 6 1 3 に接続される。

【0046】

なお、前記リアカバーセンサ 6 2 4 は、前記耕深制御コントローラ 6 0 0 に電氣的に接続されている。前記耕深制御コントローラ 6 0 0 は、該リアカバーセンサ 6 2 4 の出力の中から限定された帯域の信号出力を取り出すためのフィルタ部 6 2 5 を有している。

斯かるフィルタ部 6 2 5 を設けることにより、前記リアカバーセンサ 6 2 4 の検出感度変化の影響を抑制することができる。これについては後ほど詳述する。

【0047】

本実施の形態においては、前記耕深制御コントローラ 6 0 0 には、図 1 0 に示すように、前記エンジン 4 の回転を制御する電子ガバナコントローラ 6 1 4 が接続されている。

該電子ガバナコントローラ 6 1 4 には、前記エンジン 4 の燃料を調節するガバナ 6 1 5 と、前記エンジン 4 の回転数を検出するエンジン回転センサ 6 1 6 とが接続されている。

【0048】

前記電子ガバナコントローラ 6 1 4 は、作業者にて前記スロットルレバー 6 1 7 が手動操作されると、該スロットルレバー 6 1 7 の回動位置を検出するスロットルポテンシオメータ 6 1 8 の検出情報に基づいて、該スロットルレバー 6 1 7 の設定回転数と前記エンジン 4 の回転数とが一致するように、スロットルソレノイド 6 1 9 にて燃料調節ラック (図示省略) の位置を自動的に調節する制御を実行する。これにより、前記エンジン 4 の回転は、負荷の変動に拘わらず、前記スロットルレバー 6 1 7 の位置に応じた所定回転数に維持され得る。

【0049】

さらに、本実施の形態に係る前記耕深制御装置は、前記ロータリ耕耘機 4 0 0 の検出上下高さ位置 h_L (図 8 (b) 参照) を、上下位置設定手段による設定高さ位置 h_S に追従させる自動高さ制御を行えるように構成されている。

具体的には、図 1 0 に示すように、該耕深制御装置は、前記構成に加えて、前記上下位置設定手段として作用する前記作業機昇降レバー 2 2 と、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 の前記車輛本体に対する上下位置を検出する上下位置検出手段とを備えている。

本実施の形態においては、前記上下位置検出手段としてリフト角センサ 6 2 7 が備えられている。

該リフト角センサ 6 2 7 は、前記ロータリ耕耘機 4 0 0 の対機体高さ (前記車輛本体 5 0 に対する前記ロータリ耕耘機 4 0 0 の相対高さ) h_L を検出し得るように構成されている。

具体的には、該リフト角センサ 6 2 7 は、前記リフトアーム 2 2 1, 2 2 2 のリフト角度 θ_L (図 8 (b) 参照) を検出するように構成されており、例えば、ポテンシオメータ型のものが使用され得る。

該リフト角センサ 6 2 7 は、前記作業機用昇降機構 2 0 0 と前記左リフトアーム 2 2 1 との連結箇所に配置されている (図 3 及び図 4 参照)。

【0050】

そして、前記耕深制御コントローラ 6 0 0 は、前記自動耕深制御に加えて、前記自動高

10

20

30

40

50

さ制御を司るように構成されている。

具体的には、該耕深制御コントローラ 600 は、前記上下位置設定手段及び前記上下位置検出手段からの信号を入力して、前記昇降用アクチュエータへ制御信号を出力するように構成されている。

即ち、該耕深制御コントローラ 600 は、図 10 に示すように、入力系が前記作業機昇降レバー 22 及び前記リフト角センサ 627 にも電氣的に接続されている。

【0051】

さらに、本実施の形態に係る前記耕深制御装置は、前記ロータリ耕耘機 400 の前記車輛本体 50 に対する検出傾斜状態 t (図 9 参照) を前記傾斜設定器 623 による設定傾斜状態 t_s に追従させる自動傾き制御を行えるように構成されている。

具体的には、図 10 に示すように、該耕深制御装置は、前記構成に加えて、前記傾動用アクチュエータとして作用する前記傾斜制御油圧シリンダ 240 と、前記傾斜設定手段として作用する前記傾斜設定器 623 と、前記ロータリー耕耘機 400 の傾斜状態を検出する作業機傾斜状態検出手段として作用する作業機ポジションセンサ 622 とを備えている。

【0052】

前記作業機ポジションセンサ 622 は、前記車輛本体 50 に対する前記ロータリー耕耘機 400 の左右方向に関する相対的な傾斜角度を検出するように構成されており、例えば、ポテンショメータ型のものが使用され得る。

該作業機ポジションセンサ 622 は、詳細は図示していないが、例えば、前記耕耘上面カバー 435 の上方に位置する前記メインビーム 420 の左右中央箇所に配置され得る。

【0053】

そして、前記耕深制御コントローラ 600 は、前記自動耕深制御及び前記自動高さ制御に加えて、前記自動傾き制御を司るように構成されている。

具体的には、該耕深制御コントローラ 600 は、前記傾斜設定手段 623 及び前記作業機傾斜状態検出手段 622 からの信号を入力して、前記傾動用アクチュエータ 240 へ制御信号を出力するように構成されている。

即ち、該耕深制御コントローラ 600 は、図 10 に示すように、入力系が前記傾斜設定器 623 及び前記作業機ポジションセンサ 622 にも電氣的に接続されると共に、出力系が前記傾斜制御電磁弁 504 に電氣的に接続されている。

【0054】

さらに、本実施の形態に係る耕深制御装置には、機体ローリングセンサ 621、前記車輛本体 50 の前後方向に関する傾斜状態を検出する車輛傾斜状態検出手段として作用するピッチング角センサ 629 及び車速センサ 628 が備えられている。

【0055】

該機体ローリングセンサ 621 は、前記車輛本体 50 の左右方向に関する傾斜角度を検出する為のものであり、例えば、振子式のものが使用され得る。

本実施の形態においては、該機体ローリングセンサ 621 は、前記作業機用昇降機構 200 の上面で且つ前記操縦座席 7 の後方の箇所に配置されている (図 1 ~ 図 4 参照)。

前記ピッチング角センサ 629 は、前記車輛本体 50 の前後方向に関する傾斜角度を検出する為のものであり、例えば、振子式のものが使用され得る。

また該車速センサ 628 は、前後四輪 2, 3 の回転速度 (走行速度) を検出するためのものである。

【0056】

図 11 は第 1 実施形態の耕深制御装置にてロータリー耕耘機 400 を耕深制御する際の制御ブロック線図である。

【0057】

該耕深制御コントローラ 600 は、さらに、前記ロータリー耕耘機 400 の検出耕深位置 h_D と前記耕深設定器 626 による設定耕深位置 h_R との偏差 Δh の大きさに基づき前記自動耕深制御における制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を変更するように構成されている。

即ち、前記偏差 Δh の大きさによって制御ゲインを選択するように構成されている（図 11（a）参照）。

前記「偏差 Δh の大きさによる制御ゲインの選択」に代えて、若しくは、加えて、該耕深制御コントローラ 600 は、前記タイマにて前記偏差 Δh の大きさの所定時間内における積分値に基づき前記自動耕深制御における制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を変更するように構成されている。即ち、前記偏差 Δh の積分値の大きさによって制御ゲインを選択するように構成されている（図 11（b）参照）。

前記「偏差 Δh の大きさによる制御ゲインの選択」及び／又は前記「偏差 Δh の積分値の大きさによる制御ゲインの選択」に代えて、若しくは、加えて、該耕深制御コントローラ 600 は、前記偏差 Δh の変化割合の大きさに基づき前記自動耕深制御における制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を変更するように構成されている。即ち、前記偏差 Δh の微分値の大きさによって制御ゲインを選択するように構成されている（図 11（c）参照）。

ここで、 K は制御ゲインであり、添字 p のゲインは比例ゲイン、添字 i のゲインは積分ゲイン、添字 d のゲインは微分ゲインを示す。

【0058】

斯かる構成を備えることにより、前記偏差 Δh 、前記偏差 Δh の積分値及び前記偏差 Δh の微分値の大きさのうち少なくとも一つに応じて前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を変更することができる。

本実施の形態においては、前記偏差 Δh 及び／又は前記偏差 Δh の微分値の大きさが大きくなるに従って前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を小さくすることで、前記偏差 Δh が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置 h_D を設定耕深位置 h_R に追従させることができるようになっている。これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。

また、前記偏差 Δh の積分値の大きさが所定の閾値以内の場合には前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を所定の制御ゲインと等しいか又は前記所定制御ゲインより大きくし、且つ、前記偏差 Δh の積分値の大きさが前記所定閾値よりも大きい場合には前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を前記所定制御ゲインより小さくすることで、前記偏差 Δh が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置 h_D を設定耕深位置 h_R に追従させることができるようにもなっている。これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。また、この場合、持続的な外乱の入力があった場合であっても、前記ロータリ耕耘機 400 の昇降制御の安定化を図ることができる。

【0059】

なお、前記フィルタ部 625 の遮断周波数 F_c の範囲は、本実施の形態では、基準となる固定の基準遮断周波数範囲としている。また、本実施の形態では、前記偏差 Δh の大きさについて、所定時間内における積分値を求めるが、前記積分値に代えて、平均値を求めてもよい。この場合の平均値は、単純平均値、重みつき平均値、単純移動平均値、重みつき移動平均値のうち何れであってもよい。また、前記所定時間内における前記積分値や前記平均値を求めるようにしてもよいが、所定サンプリング数における前記積分値や前記平均値を求めるようにしてもよい。

【0060】

図 12 に、前記制御ゲイン K_p と前記偏差 Δh の大きさ（絶対値）との関係の一例を示す制御ゲインマップを示す。

前記 ROM 602 には、例えば、前記制御ゲイン K_p と前記偏差 Δh の大きさとの関係を示す制御ゲイン演算用関係式又は制御ゲインマップが予め記憶されている。

この制御ゲイン演算用関係式を制御ゲインマップとした場合を図 12 に示している。図 12 では、前記偏差 Δh の大きさを横軸に採り、制御ゲイン K_p を縦軸に採っている。

【0061】

斯かる構成を備えることにより、前記耕深制御コントローラ 600 は、前記偏差 Δh の大きさが大きくなるに従って前記制御ゲイン K_p を小さくする。

なお、前記偏差 Δh の大きさとこれに対応する制御ゲイン K_p とが関連づけられたデー

10

20

30

40

50

タを、テーブルマップとして前記ROM602に予め記憶させるようにしてもよい。

また、前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d と前記偏差 Δh の所定時間内（又は所定サンプリング数）における積分値（若しくは平均値）の大きさととの関係を得るための手段は、例えば、前記偏差 Δh の所定時間内（又は所定サンプリング数）における積分値（若しくは平均値）の大きさとこれに対応する制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d とが関連づけられた関係式又は制御ゲインマップ或いはテーブルマップであってもよい。

前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d と前記偏差 Δh の変化割合（微分値）の大きさととの関係を得るための手段は、例えば、前記偏差 Δh の変化割合（微分値）の大きさとこれに対応する制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d とが関連づけられた関係式又は制御ゲインマップ或いはテーブルマップであってもよい。

これらの関係は各制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d 共通でも独立でもかまわない。本実施形態では、各制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d 共通としている。なお、各制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d のうち何れかのゲインを0「ゼロ」として不使用にすることができる。

【0062】

前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d と前記偏差 Δh の微分値の大きさととの関係を得るための手段は、本実施の形態では、前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d と前記偏差 Δh の微分値の大きさととの関係を示す制御ゲイン演算用関係式又は制御ゲインマップ或いはテーブルマップであって、図12に示す関係と同様の関係を示すものを用いている。例えば、前記ROM602には、前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d と前記偏差 Δh の微分値の大きさととの関係を示す制御ゲイン演算用関係式又は制御ゲインマップも予め記憶されている。

斯かる構成を備えることにより、前記耕深制御コントローラ600は、前記偏差 Δh の微分値の大きさが大きくなるに従って前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を小さくする。

【0063】

また、前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d は、本実施の形態では、次のようにして求めている。即ち、前記タイマによる所定時間内において、前記偏差 Δh が予め決められた閾値偏差 Δh_t を上回ったとき、カウンタCを加算していき、該カウンタCの値が予め決められた閾値カウンタC_tを超えたときに、前記制御ゲイン K_p に係数 α （但し $0 < \alpha < 1$ ）を掛ける一方、前記偏差 Δh が予め決められた目標範囲 Δh_d 以内にある場合は、該カウンタCをリセットし、前記制御ゲイン K_p を元の値に戻す。そして所定時間経過後に得られた制御ゲイン K_p を各制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d とし、こうして各制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を得るようにしている。これについては後述する図14のフローチャートで詳述する。

斯かる構成を備えることにより、前記耕深制御コントローラ600は、前記偏差 Δh の積分値の大きさが前記閾値偏差 Δh_t 以内の場合には前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を元の制御ゲインと等しいか又は大きく（ここでは等しく）し、且つ、前記積分値の大きさが前記閾値偏差 Δh_t より大きい場合には前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を元の制御ゲインより小さくする。

なお、前記閾値偏差 Δh_t 、前記閾値カウンタC_t及び前記目標範囲 Δh_d は、前記ROM602に予め記憶されている。

【0064】

次に、図11乃至図15を参照しながら前記耕深制御コントローラ600による前記ロータリー耕耘機400の耕深制御動作の一例を以下に詳述する。

（偏差 Δh の大きさによる制御ゲインの選択）

先ず、第1実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の大きさによって前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を選択する場合について説明する。

図13に、第1実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の大きさによって前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を選択するためのフローチャートを示す。

【0065】

図13に示す耕深制御では、ステップS1からの処理に先立ち、後述するステップS5の処理で用いる偏差の累積値 Δh_i 及び変数 Δh_1 に、初期値として「0（ゼロ）」が代

10

20

30

40

50

入される。なお、変数 Δh_1 はステップ S 8 において前回の偏差 Δh の値を格納しておく為のものである。

【0066】

図 13 に示す耕深制御では、先ず、前記リヤカバーセンサ 624 による検出上下回動角度 θD を読み込む（ステップ S 1）。該読み込まれた検出上下回動角度 θD に基づく前記ロータリー耕耘機 400 の検出耕深位置 $h D$ と前記耕深設定器 626 による設定耕深位置 $h R$ との偏差 Δh を算出する（ステップ S 2）。

【0067】

次に、前記 ROM 602 に予め記憶された、制御ゲインと偏差の大きさとの関係を示す制御ゲイン演算用関係式又は制御ゲインマップを該 ROM 602 から読み出す（ステップ S 3）。該読み出された制御ゲイン演算用関係式又は制御ゲインマップと、前記ステップ S 2 で算出された偏差 Δh とに基づき、前記偏差 Δh の大きさに応じた制御ゲイン K_p , K_i , K_d を求める（ステップ S 4）。この場合の前記制御ゲイン K_p , K_i , K_d は、前記偏差 Δh の大きさが大きくなるに従って小さい値になる（図 12 参照）。 10

【0068】

次に、前記偏差 Δh の積分・微分を計算する（ステップ S 5）。

具体的には、次の式（1）に示すように、偏差の累積値 Δh_i に前記偏差 Δh を加算するとともに、次の式（2）に示すように、前記偏差 Δh から前回の偏差 Δh_1 （但し初期値は「0」）を差し引いた前回偏差との差 Δh_d を算出する。

$$\Delta h_i = \Delta h_i + \Delta h \cdots \text{式 (1)}$$

$$\Delta h_d = \Delta h - \Delta h_1 \cdots \text{式 (2)}$$

20

【0069】

次に、出力値 Y を計算する（ステップ S 6）。

具体的には、前記ステップ S 2 で得られた偏差 Δh と、前記ステップ S 4 で得られた制御ゲイン K_p , K_i , K_d と、前記ステップ S 5 で得られた偏差の累積値 Δh_i 及び前回偏差との差 Δh_d とを次の式（3）に代入して、出力値 Y を算出する。

$$Y = K_p \Delta h + K_i \Delta h_i + K_d \Delta h_d \cdots \text{式 (3)}$$

【0070】

そして、出力値 Y を出力する（ステップ S 7）。

これにより、耕深制御の際には、前記ステップ S 6 で得られた出力値 Y と、前記リヤカバーセンサ 624 で読み込まれた検出上下回動角度 θD に基づく検出耕深位置 $h D$ とにより、該検出耕深位置 $h D$ が前記耕深設定器 626 の設定回動角度 θR に基づく設定耕深位置 $h R$ となるように前記昇降制御油圧シリンダ 220 の自動昇降制御量が算出される。こうして算出された自動昇降制御量にて前記上昇制御電磁弁 502 又は前記下降制御電磁弁 503 が作動され、前記昇降制御油圧シリンダ 220 による前記ロータリー耕耘機 400 の下降又は上昇の動作が実行される。 30

【0071】

次に、前記変数 Δh_1 に前記ステップ S 2 で算出された偏差 Δh の値を代入し（ステップ S 8）、ステップ S 9 に移行する。

【0072】

ステップ S 9 では、前記自動耕深制御動作終了か否かを判断し、自動耕深制御動作中と判断したときは、ステップ S 1～ステップ S 8 までの動作を順次繰り返す一方、自動耕深制御動作が終了したと判断したときには、前記自動耕深制御を終了する。 40

【0073】

（偏差 Δh の積分値の大きさによる制御ゲインの選択）

次に、第 1 実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の積分値の大きさによって前記制御ゲイン K_p , K_i , K_d を選択する場合について説明する。

図 14 に、第 1 実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の積分値の大きさによって前記制御ゲイン K_p , K_i , K_d を選択するためのフローチャートを示す。

図 14 に示すフローチャートは、図 13 に示すフローチャートにおいて、前記ステップ 50

S 1 ～ S 4 の代わりに前記偏差 Δh の積分値を求めるステップ S 1 0 1 ～ S 1 1 4 を設けている。図 1 4 に示すフローチャートは、ステップ S 1 0 1 ～ S 1 1 4 以外は図 1 3 のフローチャートと実質的に同じものである。従って、ここでは、これらのステップを中心に説明する。

【0074】

図 1 4 に示す耕深制御では、先ず、初期値としてカウンタ C に「0」を代入する（ステップ S 1 0 1）。前記 ROM 6 0 2 に予め記憶された前記閾値偏差 Δh_t 、閾値カウンタ C t 及び目標範囲 Δh_d を該 ROM 6 0 2 から読み出す（ステップ S 1 0 2）。

【0075】

次に、前記制御ゲイン K_p の値を変数 K_p' に代入する（ステップ S 1 0 3）。 10

前記リヤカバーセンサ 6 2 4 による検出上下回動角度 θ_D を読み込み（ステップ S 1 0 4）、該読み込まれた検出上下回動角度 θ_D に基づく前記ロータリー耕耘機 4 0 0 の検出耕深位置 h_D と前記耕深設定器 6 2 6 による設定耕深位置 h_R との偏差 Δh を算出する（ステップ S 1 0 5）。

【0076】

次に、前記ステップ S 1 0 5 で算出された偏差 Δh が前記 ROM 6 0 2 から読み出された閾値偏差 Δh_t より大きいかなんかを判断する（ステップ S 1 0 6）。

具体的には、前記偏差 Δh が前記閾値偏差 Δh_t より大きいと判断した場合には、ステップ S 1 0 7 に移行する一方、前記偏差 Δh が前記閾値偏差 Δh_t と等しいか又は前記閾値偏差 Δh_t より小さいと判断した場合には、ステップ S 1 0 8 に移行する。 20

前記ステップ S 1 0 6 で前記偏差 Δh が前記閾値偏差 Δh_t より大きいと判断した場合、前記カウンタ C に 1 を加算する（ステップ S 1 0 7）。

【0077】

次に、前記カウンタ C が前記 ROM 6 0 2 から読み出された閾値カウンタ C t より大きいかなんかを判断する（ステップ S 1 0 8）。

具体的には、前記カウンタ C が前記閾値カウンタ C t より大きいと判断した場合には、ステップ S 1 0 9 に移行する一方、前記カウンタ C が前記閾値カウンタ C t と等しいか又は前記閾値カウンタ C t より小さいと判断した場合には、ステップ S 1 1 0 に移行する。

前記ステップ S 1 0 8 で前記カウンタ C が前記閾値カウンタ C t より大きいと判断した場合、前記制御ゲイン K_p に係数 α （但し $0 < \alpha < 1$ 、例えば、 $\alpha = 0.5$ ）を掛ける（ステップ S 1 0 9）。 30

【0078】

前記ステップ S 1 0 5 で算出された偏差 Δh が前記 ROM 6 0 2 から読み出された目標範囲 Δh_d 内にあるかなんかを判断する（ステップ S 1 1 0）。

具体的には、前記偏差 Δh が前記目標範囲 Δh_d 内にあると判断した場合には、ステップ S 1 1 1 に移行する一方、前記偏差 Δh が前記目標範囲 Δh_d 内ないと判断した場合には、ステップ S 1 1 3 に移行する。

前記ステップ S 1 1 0 で前記偏差 Δh が前記目標範囲 Δh_d 内にあると判断した場合、前記カウンタ C を「0」にリセットする（ステップ S 1 1 1）。前記制御ゲイン K_p に前記変数 K_p' の値を代入して該制御ゲイン K_p を元に戻し（ステップ S 1 1 2）、ステップ S 1 1 3 に移行する。 40

【0079】

次に、前記タイマによって所定時間経過したかなんかを判断する（ステップ S 1 1 3）。

具体的には、所定時間経過していないと判断した場合には、ステップ S 1 0 4 に戻る一方、所定時間経過したと判断した場合には、ステップ S 1 1 4 に移行する。

【0080】

ステップ S 1 1 4 では、所定時間経過後に得られた、前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた制御ゲイン k_p の値を前記制御ゲイン K_i 、 K_d に代入する。

そして、前記ステップ S 6 において前記ステップ S 1 0 1 ～ S 1 1 4 で得られた偏差 Δh 及び制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d と、前記ステップ S 5 で得られた偏差の累積値 Δh_i 50

及び前回偏差との差 $\Delta h d$ とを前記式 (3) に代入して、出力値 Y を算出する。

【0081】

(偏差 Δh の微分値の大きさによる制御ゲインの選択)

次に、第1実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の微分値の大きさによって前記制御ゲイン $K p$, $K i$, $K d$ を選択する場合について説明する。

図15に、第1実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の微分値の大きさによって前記制御ゲイン $K p$, $K i$, $K d$ を選択するためのフローチャートを示す。

図15に示すフローチャートは、図13に示すフローチャートにおいて、前記ステップS3及びS4の代わりにそれぞれステップS30及びS40を設け、ステップS2とS30との間にステップS21を、またステップS40とS5との間にステップS41を追加している。図14に示すフローチャートは、ステップS30, S40, S21及びS41以外は図13のフローチャートと実質的に同じものである。従って、ここでは、これらのステップを中心に説明する。 10

【0082】

図15に示す耕深制御では、ステップS1からの処理に先立ち、後述するステップS21の処理で用いる変数 $\Delta h 2$ に、初期値として「0 (ゼロ)」が代入される。この変数 $\Delta h 2$ はステップS41において一回前に処理された偏差 Δh の値を格納する為のものである。

【0083】

ステップS21では、前記ステップS2で算出された偏差 Δh の微分値を求める為に、次の式(4)に示すように、該偏差 Δh と一回前に処理された偏差 Δh の値を格納する変数 $\Delta h 2$ (但し初期値は「0」)との差の絶対値を求め、該差の絶対値を変数 $\Delta h j$ に代入する。 20

$$\Delta h j = |\Delta h - \Delta h 2| \cdots \text{式(4)}$$

【0084】

ステップS30では、前記ROM602に予め記憶された、制御ゲインと偏差の微分値の大きさとの関係を示す制御ゲイン演算用関係式又は制御ゲインマップを該ROM602から読み出す。ステップS40では、該読み出された制御ゲイン演算用関係式又は制御ゲインマップと、前記ステップS21で算出された変数 $\Delta h j$ とに基づき、前記偏差 Δh の微分値 $\Delta h j$ (変化割合)の大きさに応じた制御ゲイン $K p$, $K i$, $K d$ を求め、ステップS41に移行する。この場合の前記制御ゲイン $K p$, $K i$, $K d$ は、前記偏差 Δh の微分値 $\Delta h j$ の大きさが大きくなるに従って小さい値になる。 30

【0085】

ステップS41では、前記変数 $\Delta h 2$ に前記ステップS2で算出された偏差 Δh の値を代入する。

そして、前記ステップS6において、前記ステップS2で得られた偏差 Δh と、前記ステップS40で得られた制御ゲイン $K p$, $K i$, $K d$ と、前記ステップS5で得られた偏差の累積値 $\Delta h i$ 及び前回偏差との差 $\Delta h d$ とを前記式(3)に代入して、出力値 Y を算出する。

【0086】

なお、前記制御ゲイン $K p$, $K i$, $K d$ の変更にて代えて、若しくは、加えて、前記自動耕深制御を行う際の不感帯幅 δ を変更することも可能である。 40

これについて、次の第2の実施形態を参照しながら説明する。

【0087】

(第2実施形態)

以下、本発明に係る耕深制御装置の第2実施形態について説明する。

この第2実施形態に係る耕深制御装置は、図10に示す耕深制御装置とは耕深制御コントローラ600が異なる以外は実質的に同じものである。従って、第2実施形態に係る耕深制御装置のブロック図を図10に示すブロック図に代用させ、その詳細な説明を省略する。なお、耕深制御コントローラ600aの参照符号は図10に示す耕深制御コントローラ 50

ラ 6 0 0 の後の括弧内に付してある。後述する第 3 実施形態についても同様である。

【0088】

第 2 実施形態に係る耕深制御装置の耕深制御コントローラ 6 0 0 a は、前記第 1 実施形態に係る耕深制御装置の耕深制御コントローラ 6 0 0 において前記 ROM 6 0 2 の代わりに ROM 6 0 2 a を備えている。なお、ROM 6 0 2 a の参照符号は図 1 0 に示す ROM 6 0 2 の後の括弧内に付してある。後述する第 3 実施形態についても同様である。

【0089】

図 1 6 は第 2 実施形態の耕深制御装置にてロータリー耕耘機 4 0 0 を耕深制御する際の制御ブロック線図である。

【0090】

該耕深制御装置は、第 1 実施形態の耕深制御装置において、前記制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を変更する構成に代えて、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 の検出耕深位置 h_D と前記耕深設定器 6 2 6 による設定耕深位置 h_R との偏差 Δh の大きさに基づき前記自動耕深制御における不感帯幅 δ を変更するように構成されている。即ち、前記偏差 Δh の大きさによって不感帯幅を選択するように構成されている（図 1 6 (a) 参照）。

前記「偏差 Δh の大きさによる不感帯幅の選択」に代えて、若しくは、加えて、該耕深制御コントローラ 6 0 0 a は、前記タイマにて前記偏差 Δh の所定時間内における積分値の大きさに基づき前記自動耕深制御における不感帯幅 δ を変更するように構成されている。即ち、前記偏差 Δh の積分値の大きさによって不感帯幅を選択するように構成されている（図 1 6 (b) 参照）。

前記「偏差 Δh の大きさによる不感帯幅の選択」及び／又は前記「偏差 Δh の積分値の大きさによる不感帯幅の選択」に代えて、若しくは、加えて、該耕深制御コントローラ 6 0 0 a は、前記偏差 Δh の変化割合の大きさに基づき前記自動耕深制御における不感帯幅 δ を変更するように構成されている。即ち、前記偏差 Δh の微分値の大きさによって不感帯幅を選択するように構成されている（図 1 6 (c) 参照）。

【0091】

斯かる構成を備えることにより、前記偏差 Δh 、前記偏差 Δh の積分値及び前記偏差 Δh の微分値の大きさのうち少なくとも一つに応じて前記不感帯幅 δ を変更することができる。

本実施の形態においては、前記偏差 Δh 及び／又は前記偏差 Δh の微分値の大きさが大きくなるに従って前記不感帯幅 δ を大きくすることで、前記偏差 Δh が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置 h_D を設定耕深位置 h_R に追従させることができるようになっている。これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。

また、前記偏差 Δh の積分値の大きさが所定の閾値以内の場合には前記不感帯幅 δ を所定の不感帯幅と等しいか又は前記所定不感帯幅より小さくし、且つ、前記偏差 Δh の積分値の大きさが前記所定閾値よりも大きい場合には前記不感帯幅 δ を前記所定不感帯幅より大きくすることで、前記偏差 Δh が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置 h_D を設定耕深位置 h_R に追従させることができるようになっている。これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。また、この場合、持続的な外乱の入力があった場合であっても、前記ロータリー耕耘機 4 0 0 の昇降制御の安定化を図ることができる。

【0092】

なお、前記フィルタ部 6 2 5 の遮断周波数 F_c の範囲は、前記第 1 実施形態と同様、基準となる固定の基準遮断周波数範囲としている。また、本実施の形態では、前記第 1 実施形態と同様、前記偏差 Δh の大きさについて、所定時間内における積分値を求めるが、前記積分値に代えて、平均値を求めてもよい。この場合の平均値は、単純平均値、重みつき平均値、単純移動平均値、重みつき移動平均値のうち何れであってもよい。また、前記所定時間内における前記積分値や前記平均値を求めるようにしてもよいが、所定サンプリング数における前記積分値や前記平均値を求めるようにしてもよい。

10

20

30

40

50

【0093】

図17に、前記不感帯幅 δ と前記偏差 Δh の大きさ（絶対値）との関係の一例を示す不感帯マップを示す。

前記ROM602aには、例えば、前記不感帯幅 δ と前記偏差 Δh の大きさとの関係を示す不感帯幅演算用関係式又は不感帯マップが予め記憶されている。

この不感帯幅演算用関係式関係式を不感帯マップとした場合を図17に示している。図17では、前記偏差 Δh の大きさを横軸に採り、前記不感帯幅 δ を縦軸に採っている。

【0094】

斯かる構成を備えることにより、前記耕深制御コントローラ600aは、前記偏差 Δh の大きさが大きくなるに従って前記不感帯幅 δ を大きくする。

なお、前記偏差 Δh の大きさとこれに対応する不感帯幅 δ とが関連づけられたデータを、テーブルマップとして前記ROM602aに予め記憶させるようにしてもよい。

ここで、不感帯とは、前記ロータリー耕耘機400の検出耕深位置hDが前記耕深設定器626による設定耕深位置hRを中心とする所定の上下幅範囲内にあれば、前記昇降制御油圧シリンダ220を非駆動とし、検出耕深位置hDが前記上下幅範囲から外れていれば、前記昇降制御油圧シリンダ220を昇降動させて前記ロータリー耕耘機400の耕深位置を設定耕深位置hRに近付ける動作隙間のことをいう。

また、前記不感帯幅 δ と前記偏差 Δh の所定時間内（又は所定サンプリング数）における積分値（若しくは平均値）の大きさとの関係を得るための手段は、例えば、前記偏差 Δh の所定時間内（又は所定サンプリング数）における積分値（若しくは平均値）の大きさとこれに対応する不感帯幅 δ とが関連づけられた関係式又は不感帯マップ或いはテーブルマップであってもよい。

前記不感帯幅 δ と前記偏差 Δh の変化割合（微分値）の大きさとの関係を得るための手段は、例えば、前記偏差 Δh の変化割合（微分値）の大きさとこれに対応する不感帯幅 δ とが関連づけられた関係式又は不感帯マップ或いはテーブルマップであってもよい。

【0095】

前記不感帯幅 δ と前記偏差 Δh の微分値の大きさとの関係を得るための手段は、本実施の形態では、前記不感帯幅 δ と前記偏差 Δh の微分値の大きさとの関係を示す不感帯幅演算用関係式又は不感帯マップ或いはテーブルマップであって、図17に示す関係と同様の関係を示すものを用いている。例えば、前記ROM602aには、前記不感帯幅 δ と前記偏差 Δh の微分値の大きさとの関係を示す不感帯幅演算用関係式又は不感帯マップも予め記憶されている。

斯かる構成を備えることにより、前記耕深制御コントローラ600aは、前記偏差 Δh の微分値の大きさが大きくなるに従って前記不感帯幅 δ を大きくする。

【0096】

また、前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた前記不感帯幅 δ は、係数 α を除き前記第1実施形態と同様にして求めている。これについては後述する図19のフローチャートで説明する。

斯かる構成を備えることにより、前記耕深制御コントローラ600aは、前記偏差 Δh の積分値の大きさが閾値偏差 $\Delta h_{t'}$ 以内の場合には前記不感帯幅 δ を元の不感帯幅と等しいか又は大きく（ここでは等しく）し、且つ、前記積分値の大きさが前記閾値偏差 $\Delta h_{t'}$ より大きい場合には前記不感帯幅 δ を元の不感帯幅より大きくする。

なお、図19のフローチャートで用いる閾値偏差 $\Delta h_{t'}$ 、閾値カウンタ $C_{t'}$ 及び目標範囲 $\Delta h_{d'}$ は、前記ROM602aに予め記憶されている。

【0097】

次に、図16乃至図20を参照しながら前記耕深制御コントローラ600aによる前記ロータリー耕耘機400の耕深制御動作の一例を以下に詳述する。

（偏差 Δh の大きさによる不感帯幅の選択）

先ず、第2実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の大きさによって前記不感帯幅 δ を選択する場合について説明する。

10

20

30

40

50

図18に、第2実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の大きさによって前記不感帯幅 δ を選択するためのフローチャートを示す。

【0098】

図18に示すフローチャートは、図13に示すフローチャートにおいて、前記ステップS3及びS4の代わりにそれぞれステップS3'及びS4'を設けている。図18のフローチャートは、S3'及びS4'以外は図13のフローチャートと実質的に同じものである。従って、ここでは、これらのステップを中心に説明する。

【0099】

ステップS3'では、前記ROM602aに予め記憶された、不感帯幅と偏差の大きさとの関係を示す不感帯幅演算用関係式又は不感帯マップを該ROM602aから読み出す。
10

【0100】

ステップS4'では、前記偏差 Δh の大きさに応じた不感帯幅 δ による不感帯処理を行う。

具体的には、該読み出された不感帯幅演算用関係式又は不感帯マップと、前記ステップS2で算出された偏差 Δh とに基づき、前記偏差 Δh の大きさに応じた不感帯幅 δ を求める。この場合の前記不感帯幅 δ は、前記偏差 Δh の大きさが大きくなるに従って大きい値になる(図17参照)。

これにより、耕深制御の際には、前記検出耕深位置 h_D と前記設定耕深位置 h_R との差量が前記偏差 Δh の大きさに応じた不感帯幅 δ 内にあれば、前記昇降制御油圧シリンダ220が非駆動とされ、該差量が該不感帯幅 δ から外れていれば、前記自動傾き制御量にて前記昇降制御油圧シリンダ220が駆動される。
20

【0101】

(偏差 Δh の積分値の大きさによる不感帯幅の選択)

次に、第2実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の積分値の大きさによって前記不感帯幅 δ を選択する場合について説明する。

図19に、第2実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の積分値の大きさによって前記不感帯幅 δ を選択するためのフローチャートを示す。

図19に示すフローチャートは、図14に示すフローチャートにおいて、前記ステップS102、S103、S106、S108～S110、S112及びS114の代わりにそれぞれステップS102'、S103'、S106'、S108'～S110'、S112'及びS114'を設けている。図19に示すフローチャートは、ステップS102'、S103'、S106'、S108'～S110'、S112'及びS114'以外は図14に示すフローチャートと実質的に同じものである。従って、ここでは、これらのステップを中心に説明する。
30

【0102】

ステップS102'では、前記ROM602aに予め記憶された前記閾値偏差 $\Delta h_{t'}$ 、閾値カウンタ $C_{t'}$ 及び目標範囲 $\Delta h_{d'}$ を該ROM602aから読み出す。

ステップS103'では、前記不感帯幅 δ の値を変数 δ' に代入する。

【0103】

ステップS106'では、前記ステップS105で算出された偏差 Δh が前記ROM602aから読み出された閾値偏差 $\Delta h_{t'}$ より大きいかな否かを判断する。
40

具体的には、前記偏差 Δh が前記閾値偏差 $\Delta h_{t'}$ より大きいと判断した場合には、ステップS107に移行する一方、前記偏差 Δh が前記閾値偏差 $\Delta h_{t'}$ と等しいか又は前記閾値偏差 $\Delta h_{t'}$ より小さいと判断した場合には、ステップS108'に移行する。

【0104】

ステップS108'では、前記カウンタCが前記ROM602aから読み出された閾値カウンタ $C_{t'}$ より大きいかな否かを判断する。

具体的には、前記カウンタCが前記閾値カウンタ $C_{t'}$ より大きいと判断した場合には、ステップS109'に移行する一方、前記カウンタCが前記閾値カウンタ $C_{t'}$ と等し
50

いか又は前記閾値カウンタ Ct' より小さいと判断した場合には、ステップ $S110'$ に移行する。

ステップ $S109'$ では、前記不感帯幅 δ に係数 $\beta 1$ (但し $\beta 1 > 1$ 、例えば、 $\beta 1 = 2$) を掛ける。

【0105】

ステップ $S110'$ では、前記ステップ $S105$ で算出された偏差 Δh が前記 $ROM602a$ から読み出された目標範囲 $\Delta h d'$ 内にあるか否かを判断する。

具体的には、前記偏差 Δh が前記目標範囲 $\Delta h d'$ 内にあると判断した場合には、ステップ $S111$ に移行する一方、前記偏差 Δh が前記目標範囲 $\Delta h d'$ 内ないと判断した場合には、ステップ $S113$ に移行する。

10

ステップ $S112'$ では、前記不感帯幅 δ に前記変数 δ' の値を代入して該不感帯幅 δ を元に戻し、ステップ $S113$ に移行する。

【0106】

ステップ $S114'$ では、前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた不感帯幅 δ による不感帯処理を行う。

具体的には、所定時間経過後の前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた不感帯幅 δ を得る。

これにより、耕深制御の際には、前記検出耕深位置 hD と前記設定耕深位置 hR との差量が前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた不感帯幅 δ 内にあれば、前記昇降制御油圧シリンダ 220 が非駆動とされ、該差量が該不感帯幅 δ から外れていれば、前記自動傾き制御量にて前記昇降制御油圧シリンダ 220 が駆動される。

20

【0107】

(偏差 Δh の微分値の大きさによる不感帯幅の選択)

次に、第2実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の微分値の大きさによって前記不感帯幅 δ を選択する場合について説明する。

図20に、第2実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の微分値の大きさによって前記不感帯幅 δ を選択するためのフローチャートを示す。

図20に示すフローチャートは、図15に示すフローチャートにおいて、前記ステップ $S30$ 及び $S40$ の代わりにそれぞれステップ $S30'$ 及び $S40'$ を設けている。図20に示すフローチャートは、ステップ $S30'$ 及び $S40'$ 以外は図15に示すフローチャートと実質的に同じものである。従って、ここでは、これらのステップを中心に説明する。

30

【0108】

ステップ $S30'$ では、前記 $ROM602a$ に予め記憶された、不感帯幅と偏差の微分値の大きさとの関係を示す不感帯幅演算用関係式又は不感帯マップを該 $ROM602a$ から読み出す。

【0109】

ステップ $S40'$ では、前記偏差 Δh の微分値の大きさに応じた不感帯幅 δ による不感帯処理を行う。

具体的には、該読み出された不感帯幅演算用関係式又は不感帯マップと、前記ステップ $S21$ で算出された変数 Δh_j とに基づき、前記偏差 Δh の微分値 Δh_j (変化割合) の大きさに応じた不感帯幅 δ を求める。この場合の前記不感帯幅 δ は、前記偏差 Δh の微分値の大きさが大きくなるに従って大きい値になる。

40

これにより、耕深制御の際には、前記検出耕深位置 hD と前記設定耕深位置 hR との差量が前記偏差 Δh の微分値の大きさに応じた不感帯幅 δ 内にあれば、前記昇降制御油圧シリンダ 220 が非駆動とされ、該差量が該不感帯幅 δ から外れていれば、前記自動傾き制御量にて前記昇降制御油圧シリンダ 220 が駆動される。

【0110】

なお、前記制御ゲイン Kp , Ki , Kd 及び／又は前記不感帯幅 δ の変更に代えて、若しくは、加えて、前記自動耕深制御を行う際の後述するフィルタ部 $625b$ の遮断周波数

50

F c の範囲を変更することも可能である。

これについて、次の第 3 の実施形態を参照しながら説明する。

【0111】

(第 3 実施形態)

以下、本発明に係る耕深制御装置の第 3 実施形態について説明する。

この第 3 実施形態に係る耕深制御装置は、図 10 に示す耕深制御装置とは耕深制御コントローラ 600 が異なる以外は実質的に同じものである。

【0112】

第 3 実施形態に係る耕深制御装置の耕深制御コントローラ 600 b は、前記第 1 実施形態に係る耕深制御装置の耕深制御コントローラ 600 において前記 ROM 602 及び前記フィルタ部 625 の代わりに ROM 602 b 及びフィルタ部 625 b を備えている。前記フィルタ部 625 b は、遮断周波数 F c の範囲が可変されるように構成されている。なお、前記フィルタ部 625 b の参照符号は図 10 に示すフィルタ部 625 の後の括弧内に付してある。

【0113】

図 21 は第 3 実施形態の耕深制御装置にてロータリー耕耘機 400 を耕深制御する際の制御ブロック線図である。

【0114】

該耕深制御装置は、第 1 実施形態の耕深制御装置において、前記制御ゲイン K p , K i , K d を変更する構成に代えて、前記ロータリー耕耘機 400 の検出耕深位置 h D と前記耕深設定器 626 による設定耕深位置 h R との偏差 Δh の大きさに基づき前記自動耕深制御における遮断周波数 F c の範囲を変更するように構成されている。即ち、前記偏差 Δh の大きさによって遮断周波数範囲を選択するように構成されている (図 21 (a) 参照)。

前記「偏差 Δh の大きさによる遮断周波数範囲の選択」に代えて、若しくは、加えて、該耕深制御コントローラ 600 b は、前記タイマにて前記偏差 Δh の所定時間内における積分値の大きさに基づき前記自動耕深制御における遮断周波数 F c の範囲を変更するように構成されている。即ち、前記偏差 Δh の積分値の大きさによって遮断周波数範囲を選択するように構成されている (図 21 (b) 参照)。

前記「偏差 Δh の大きさによる遮断周波数範囲の選択」及び／又は前記「偏差 Δh の積分値の大きさによる遮断周波数範囲の選択」に代えて、若しくは、加えて、該耕深制御コントローラ 600 b は、前記偏差 Δh の変化割合の大きさに基づき前記自動耕深制御における遮断周波数の範囲を変更するように構成されている。即ち、前記偏差 Δh の微分値の大きさによって遮断周波数範囲を選択するように構成されている (図 21 (c) 参照)。

【0115】

斯かる構成を備えることにより、前記偏差 Δh 、前記偏差 Δh の積分値及び前記偏差 Δh の微分値の大きさのうち少なくとも一つに応じて前記遮断周波数 F c の範囲を変更することができる。

本実施の形態においては、前記偏差 Δh 及び／又は前記偏差 Δh の微分値の大きさが大きくなるに従って前記遮断周波数 F c の範囲を小さくすることで、前記偏差 Δh が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置 h D を設定耕深位置 h R に追従させることができるようになっている。これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。

また、前記偏差 Δh の積分値の大きさが所定の閾値以内の場合には前記遮断周波数 F c の範囲を所定の遮断周波数範囲と等しいか又は前記所定遮断周波数範囲より大きくし、且つ、前記偏差 Δh の積分値の大きさが前記所定閾値よりも大きい場合には前記遮断周波数 F c の範囲を前記所定遮断周波数範囲より小さくすることで、前記偏差 Δh が大きい場合におけるオーバーシュート現象を有効に防止しつつ、可及的速やかに耕深位置 h D を設定耕深位置 h R に追従させることができるようになっている。これにより、自動耕深制御の安定化を図ることができる。また、この場合、持続的な外乱の入力があった場合であっ

ても、前記ロータリ耕耘機400の昇降制御の安定化を図ることができる。

【0116】

なお、本実施の形態では、前記第1実施形態と同様、前記偏差 Δh の大きさについて、所定時間内における積分値を求めるが、前記積分値に代えて、平均値を求めてもよい。この場合の平均値は、単純平均値、重みつき平均値、単純移動平均値、重みつき移動平均値のうち何れであってもよい。また、前記所定時間内における前記積分値や前記平均値を求めるようにしてもよいが、所定サンプリング数における前記積分値や前記平均値を求めるようにしてもよい。

【0117】

前記フィルタ部625bとしては、低域フィルタ（ローパスフィルタ、LPF）、高域フィルタ（ハイパスフィルタ、HPF）、帯域フィルタ（バンドパスフィルタ、BPF）、又は帯域消去フィルタ（バンドエリミネーションフィルタ、BEF）を採用することができる。本実施の形態では、前記フィルタ部625bとして低域フィルタが採用されている。周知の通り、低域フィルタは、その遮断周波数 F_c より高い周波数域の信号をほぼ0（ゼロ）とし、遮断周波数 F_c 以下の周波数域の信号をそのまま通過させるように構成されている。遮断周波数 F_c は周波数の通過域と減衰域との境界値のことである。

本実施の形態では、既述のとおり、前記フィルタ部625bで採用される遮断周波数 F_c は可変となっているが、この可変の構成としては、例えば、LCフィルタ（コイルとコンデンサとからなるフィルタ）の場合は、可変コンデンサを使用することで実現できる。また、RCフィルタ（抵抗とコンデンサとからなるフィルタ）の場合は、可変抵抗と可変コンデンサとの組合せで実現できる。

【0118】

図22に、前記遮断周波数 F_c と前記偏差 Δh の大きさ（絶対値）との関係の一例を示す遮断周波数範囲マップを示す。

前記ROM602bには、例えば、前記遮断周波数 F_c と前記偏差 Δh の大きさとの関係を示す遮断周波数範囲演算用関係式又は遮断周波数範囲マップが予め記憶されている。

この遮断周波数範囲演算用関係式を遮断周波数範囲マップとした場合を図22に示している。図22では、前記偏差 Δh の大きさを横軸に採り、前記遮断周波数 F_c を縦軸に採っている。

【0119】

斯かる構成を備えることにより、前記耕深制御コントローラ600bは、前記偏差 Δh の大きさが大きくなるに従って前記遮断周波数 F_c の範囲を小さくする（本実施の形態では前記フィルタ部625bは低域フィルタであるので遮断周波数 F_c を高くする）。

なお、前記偏差 Δh の大きさとこれに対応する遮断周波数 F_c とが関連づけられたデータを、テーブルマップとして前記ROM602bに予め記憶させるようにしてもよい。

また、前記遮断周波数 F_c と前記偏差 Δh の所定時間内（又は所定サンプリング数）における積分値（若しくは平均値）の大きさとの関係を得るための手段は、例えば、前記偏差 Δh の所定時間内（又は所定サンプリング数）における積分値（若しくは平均値）の大きさとこれに対応する遮断周波数 F_c とが関連づけられた関係式又は遮断周波数範囲マップ或いはテーブルマップであってもよい。

前記遮断周波数 F_c と前記偏差 Δh の変化割合（微分値）の大きさとの関係を得るための手段は、例えば、前記偏差 Δh の変化割合（微分値）の大きさとこれに対応する遮断周波数 F_c とが関連づけられた関係式又は遮断周波数範囲マップ或いはテーブルマップであってもよい。

【0120】

前記遮断周波数 F_c と前記偏差 Δh の微分値の大きさとの関係を得るための手段は、本実施の形態では、前記遮断周波数 F_c と前記偏差 Δh の微分値の大きさとの関係を示す遮断周波数範囲演算用関係式又は遮断周波数範囲マップ或いはテーブルマップであって、図22に示す関係と同様の関係を示すものを用いている。例えば、前記ROM602bには、前記遮断周波数 F_c と前記偏差 Δh の微分値の大きさとの関係を示す遮断周波数範囲演

10

20

30

40

50

算用関係式又は遮断周波数範囲マップも予め記憶されている。

斯かる構成を備えることにより、前記耕深制御コントローラ 600b は、前記偏差 Δh の微分値の大きさが大きくなるに従って前記遮断周波数 F_c の範囲を小さくする（本実施の形態では遮断周波数 F_c を高くする）。

【0121】

また、前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた前記遮断周波数 F_c は、係数 α を除き前記第 1 実施形態と同様にして求めている。これについては後述する図 24 のフローチャートで説明する。

斯かる構成を備えることにより、前記耕深制御コントローラ 600b は、前記偏差 Δh の積分値の大きさが閾値偏差 Δh_t 以内の場合には前記遮断周波数 F_c の範囲を元の遮断周波数の範囲と等しいか又は大きく（本実施の形態では遮断周波数 F_c を等しく）し、且つ、前記積分値の大きさが前記閾値偏差 Δh_t より大きい場合には前記遮断周波数 F_c の範囲を元の遮断周波数の範囲より小さくする（本実施の形態では遮断周波数 F_c を高くする）。

なお、図 24 のフローチャートで用いる閾値偏差 Δh_t 、閾値カウンタ C_t 及び目標範囲 Δh_d は、前記 ROM 602b に予め記憶されている。

【0122】

なお、前記フィルタ部 625b は、前記遮断周波数 F_c が伝送されることにより、遮断周波数を F_c とするフィルタが形成される。

【0123】

次に、図 21 乃至図 25 を参照しながら前記耕深制御コントローラ 600b による前記ロータリー耕耘機 400 の耕深制御動作の一例を以下に詳述する。

（偏差 Δh の大きさによる遮断周波数範囲の選択）

先ず、第 3 実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の大きさによって前記遮断周波数 F_c の範囲を選択する場合について説明する。

図 23 に、第 3 実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の大きさによって前記遮断周波数 F_c の範囲を選択するためのフローチャートを示す。

【0124】

図 23 に示すフローチャートは、図 13 に示すフローチャートにおいて、前記ステップ S3 及び S4 の代わりにそれぞれステップ S3' 及び S4' を設けている。図 23 のフローチャートは、S3' 及び S4' 以外は図 13 のフローチャートと実質的に同じものである。従って、ここでは、これらのステップを中心に説明する。

【0125】

ステップ S3' では、前記 ROM 602b に予め記憶された、遮断周波数と偏差の大きさとの関係を示す遮断周波数範囲演算用関係式又は遮断周波数範囲マップを該 ROM 602b から読み出す。

【0126】

ステップ S4' では、前記偏差 Δh の大きさに応じた遮断周波数 F_c によるフィルタ処理を行う。

具体的には、該読み出された遮断周波数範囲演算用関係式又は遮断周波数範囲マップと、前記ステップ S2 で算出された偏差 Δh とに基づき、前記偏差 Δh の大きさに応じた遮断周波数 F_c を求める。この場合の前記遮断周波数 F_c は、前記偏差 Δh の大きさが大きくなるに従って高い値に（換言すれば遮断周波数 F_c の範囲は小さく）なる（図 22 のハッチング部参照）。

これにより、耕深制御の際には、前記フィルタ部 625b において、前記偏差 Δh の大きさに応じた遮断周波数 F_c とするフィルタが形成され、該フィルタ部 625b を介して前記リヤカバーセンサ 624 で検出上下回動角度 θ_D に基づく検出耕深位置 h_D が検出され、この検出耕深位置 h_D が記耕深設定器 626 にて設定された設定耕深位置 h_R となるように前記昇降制御油圧シリンダ 220 の自動昇降制御量が算出される。こうして算出された自動昇降制御量にて前記昇降制御油圧シリンダ 220 が駆動される。

10

20

30

40

50

【0127】

(偏差 Δh の積分値の大きさによる遮断周波数範囲の選択)

次に、第3実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の積分値の大きさによって前記遮断周波数 F_c の範囲を選択する場合について説明する。

図24に、第3実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の積分値の大きさによって前記遮断周波数 F_c の範囲を選択するためのフローチャートを示す。

図24に示すフローチャートは、図14に示すフローチャートにおいて、前記ステップS102、S103、S106、S108～S110、S112及びS114の代わりにそれぞれステップS102”、S103”、S106”、S108”～S110”、S112”及びS114”を設けている。図24に示すフローチャートは、ステップS102”、S103”、S106”、S108”～S110”、S112”及びS114”以外は図14に示すフローチャートと実質的に同じものである。従って、ここでは、これらのステップを中心に説明する。 10

【0128】

ステップS102”では、前記ROM602bに予め記憶された前記閾値偏差 Δh_t ”、閾値カウンタ C_t ”及び目標範囲 Δh_d ”を該ROM602bから読み出す。

ステップS103”では、前記遮断周波数 F_c の値を変数 F_c' に代入する。

【0129】

ステップS106”では、前記ステップS105で算出された偏差 Δh が前記ROM602bから読み出された閾値偏差 Δh_t ”より大きいかなんかを判断する。 20

具体的には、前記偏差 Δh が前記閾値偏差 Δh_t ”より大きいと判断した場合には、ステップS107に移行する一方、前記偏差 Δh が前記閾値偏差 Δh_t ”と等しいか又は前記閾値偏差 Δh_t ”より小さいと判断した場合には、ステップS108”に移行する。

【0130】

ステップS108”では、前記カウンタCが前記ROM602bから読み出された閾値カウンタ C_t ”より大きいかなんかを判断する。

具体的には、前記カウンタCが前記閾値カウンタ C_t ”より大きいと判断した場合には、ステップS109”に移行する一方、前記カウンタCが前記閾値カウンタ C_t ”と等しいか又は前記閾値カウンタ C_t ”より小さいと判断した場合には、ステップS110”に移行する。 30

ステップS109”では、前記遮断周波数 F_c に係数 β_2 （但し $\beta_2 > 1$ 、例えば、 $\beta_2 = 2$ ）を掛ける。

【0131】

ステップS110”では、前記ステップS105で算出された偏差 Δh が前記ROM602bから読み出された目標範囲 Δh_d ”内にあるかなんかを判断する。

具体的には、前記偏差 Δh が前記目標範囲 Δh_d ”内にあると判断した場合には、ステップS111に移行する一方、前記偏差 Δh が前記目標範囲 Δh_d ”内にないと判断した場合には、ステップS113に移行する。

ステップS112”では、前記遮断周波数 F_c に前記変数 F_c' の値を代入して該遮断周波数 F_c を元に戻し、ステップS113に移行する。 40

【0132】

ステップS114”では、前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた遮断周波数 F_c によるフィルタ処理を行う。

具体的には、所定時間経過後の前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた遮断周波数 F_c を得る。

これにより、耕深制御の際には、前記フィルタ部625bにおいて、前記偏差 Δh の積分値の大きさに応じた遮断周波数 F_c とするフィルタが形成され、該フィルタ部625bを介して前記リヤカバーセンサ624で検出上下回動角度 θ_D に基づく検出耕深位置 h_D が検出され、この検出耕深位置 h_D が記耕深設定器626にて設定された設定耕深位置 h_R となるように前記昇降制御油圧シリンダ220の自動昇降制御量が算出される。こうし 50

て算出された自動昇降制御量にて前記昇降制御油圧シリンダ 220 が駆動される。

【0133】

(偏差 Δh の微分値の大きさによる遮断周波数範囲の選択)

次に、第 3 実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の微分値の大きさによって前記遮断周波数 F_c の範囲を選択する場合について説明する。

図 25 に、第 3 実施形態に係る自動耕深制御において前記偏差 Δh の微分値の大きさによって前記遮断周波数 F_c の範囲を選択するためのフローチャートを示す。

図 25 に示すフローチャートは、図 15 に示すフローチャートにおいて、前記ステップ S30 及び S40 の代わりにそれぞれステップ S30' 及び S40' を設けている。図 25 に示すフローチャートは、ステップ S30' 及び S40' 以外は図 15 に示すフローチャートと実質的に同じものである。従って、ここでは、これらのステップを中心に説明する。

10

【0134】

ステップ S30' では、前記 ROM 602b に予め記憶された、遮断周波数範囲と偏差の微分値の大きさとの関係を示す遮断周波数範囲演算用関係式又は遮断周波数範囲マップを該 ROM 602b から読み出す。

【0135】

ステップ S40' では、前記偏差 Δh の微分値の大きさに応じた遮断周波数 F_c によるフィルタ処理を行う。

具体的には、該読み出された遮断周波数範囲演算用関係式又は遮断周波数範囲マップと、前記ステップ S21 で算出された変数 Δh_j とに基づき、前記偏差 Δh の微分値 Δh_j (変化割合) の大きさに応じた前記遮断周波数 F_c を求める。この場合の前記遮断周波数 F_c は、前記偏差 Δh の微分値の大きさが大きくなるに従って高い値に (換言すれば遮断周波数 F_c の範囲は小さく) なる。

20

これにより、耕深制御の際には、前記フィルタ部 625b において、前記偏差 Δh の微分値の大きさに応じた遮断周波数 F_c とするフィルタが形成され、該フィルタ部 625b を介して前記リヤカバーセンサ 624 で検出上下回動角度 θ_D に基づく検出耕深位置 h_D が検出され、この検出耕深位置 h_D が記耕深設定器 626 にて設定された設定耕深位置 h_R となるように前記昇降制御油圧シリンダ 220 の自動昇降制御量が算出される。こうして算出された自動昇降制御量にて前記昇降制御油圧シリンダ 220 が駆動される。

30

【0136】

なお、前記フィルタ部 625b は、本実施の形態では、図 21 に示すように、検出耕深位置の入力経路に介挿されているが、これに代えて、若しくは、加えて、前記昇降制御油圧シリンダ 220 への出力経路に介挿されてもよい。

【図面の簡単な説明】

【0137】

【図 1】図 1 は、本実施の形態に係る耕深制御装置が適用される作業車輛の一例である農作業用トラクタの概略側面図である。

【図 2】図 2 は、図 1 に示すトラクタの概略平面図である。

【図 3】図 3 は、図 1 に示すトラクタにおける耕耘機用昇降機構の概略側面図である。

40

【図 4】図 4 は、図 3 に示す耕耘機用昇降機構の概略平面図である。

【図 5】図 5 は、ロータリー耕耘機の図 2 における V-V 線に沿った概略断面図である。

【図 6】図 6 は、ロータリー耕耘機の概略背面図である。

【図 7】図 7 は、トラクタの油圧回路図である。

【図 8】図 8 は、ロータリー耕耘機の模式側面図である。

【図 9】図 9 は、ロータリー耕耘機の模式背面図である。

【図 10】図 10 は、第 1 から第 3 実施形態に係る耕深制御装置のブロック図である。

【図 11】図 11 は、第 1 実施形態の耕深制御装置にてロータリー耕耘機を耕深制御する際の制御ブロック線図である。図 11 (a) に、検出耕深位置と設定耕深位置との偏差 Δh の大きさによって制御ゲインを選択する構成を示し、図 11 (b) に、偏差 Δh の積分

50

値の大きさによって制御ゲインを選択する構成を示し、図 1 1 (c) に、偏差 Δh の微分値の大きさによって制御ゲインを選択する構成を示す。

【図 1 2】図 1 2 は、制御ゲイン K_p と偏差 Δh の大きさ（絶対値）との関係の一例を示す制御ゲインマップである。

【図 1 3】図 1 3 は、第 1 実施形態に係る自動耕深制御において偏差 Δh の大きさによって制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を選択するためのフローチャートである。

【図 1 4】図 1 4 は、第 1 実施形態に係る自動耕深制御において偏差 Δh の積分値の大きさによって制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を選択するためのフローチャートである。

【図 1 5】図 1 5 は、第 1 実施形態に係る自動耕深制御において偏差 Δh の微分値の大きさによって制御ゲイン K_p 、 K_i 、 K_d を選択するためのフローチャートである。

10

【図 1 6】図 1 6 は、第 2 実施形態の耕深制御装置にてロータリー耕耘機を耕深制御する際の制御ブロック線図である。図 1 6 (a) に、検出耕深位置と設定耕深位置との偏差 Δh の大きさによって不感帯幅を選択する構成を示し、図 1 6 (b) に、偏差 Δh の積分値の大きさによって不感帯幅を選択する構成を示し、図 1 6 (c) に、偏差 Δh の微分値の大きさによって不感帯幅を選択する構成を示す。

【図 1 7】図 1 7 は、不感帯幅 δ と偏差 Δh の大きさ（絶対値）との関係の一例を示す不感帯マップである。

【図 1 8】図 1 8 は、第 2 実施形態に係る自動耕深制御において偏差 Δh の大きさによって不感帯幅 δ を選択するためのフローチャートである。

【図 1 9】図 1 9 は、第 2 実施形態に係る自動耕深制御において偏差 Δh の積分値の大きさによって不感帯幅 δ を選択するためのフローチャートである。

20

【図 2 0】図 2 0 は、第 2 実施形態に係る自動耕深制御において偏差 Δh の微分値の大きさによって不感帯幅 δ を選択するためのフローチャートである。

【図 2 1】図 2 1 は、第 3 実施形態の耕深制御装置にてロータリー耕耘機を耕深制御する際の制御ブロック線図である。図 2 1 (a) に、検出耕深位置と設定耕深位置との偏差 Δh の大きさによって遮断周波数範囲を選択する構成を示し、図 2 1 (b) に、偏差 Δh の積分値の大きさによって遮断周波数範囲を選択する構成を示し、図 2 1 (c) に、偏差 Δh の微分値の大きさによって遮断周波数範囲を選択する構成を示す。

【図 2 2】図 2 2 は、遮断周波数 F_c と偏差 Δh の大きさ（絶対値）との関係の一例を示す遮断周波数範囲マップである。

30

【図 2 3】図 2 3 は、第 3 実施形態に係る自動耕深制御において偏差 Δh の大きさによって遮断周波数 F_c の範囲を選択するためのフローチャートである。

【図 2 4】図 2 4 は、第 3 実施形態に係る自動耕深制御において偏差 Δh の積分値の大きさによって遮断周波数 F_c の範囲を選択するためのフローチャートである。

【図 2 5】図 2 5 は、第 3 実施形態に係る自動耕深制御において偏差 Δh の微分値の大きさによって遮断周波数 F_c の範囲を選択するためのフローチャートである。

【0 1 3 8】

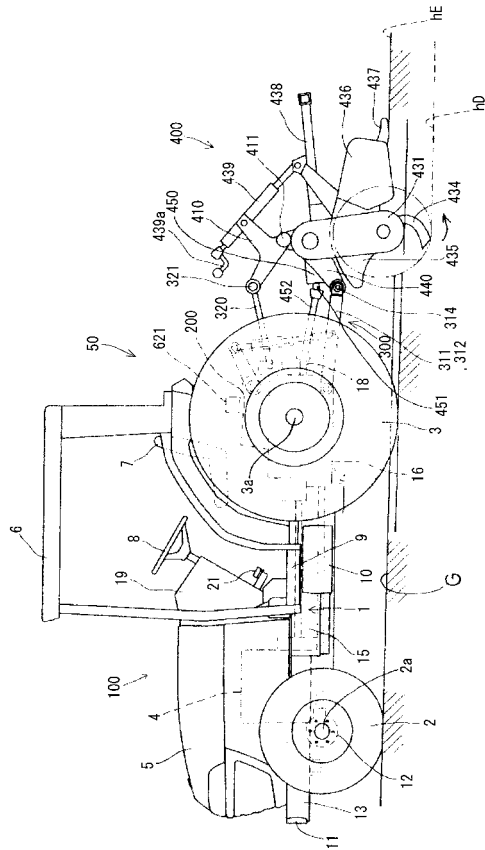
5 0 … 車輛本体 2 2 0 … 昇降用アクチュエータ 4 0 0 … 耕耘機 6 0 0 … 制御手段

6 2 4 … リヤカバー 6 2 6 … 耕深深さ設定手段 h D … 検出耕深位置

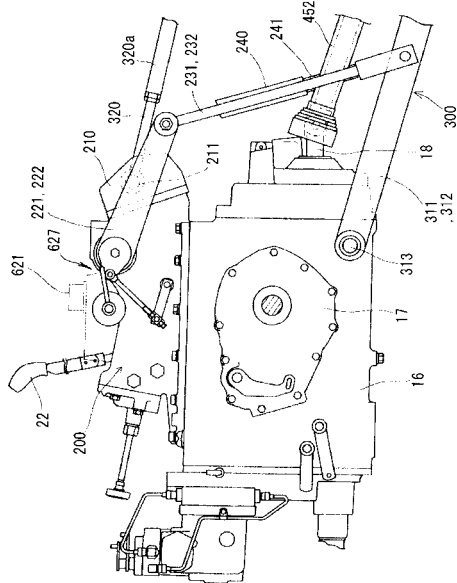
h R … 設定耕深位置

40

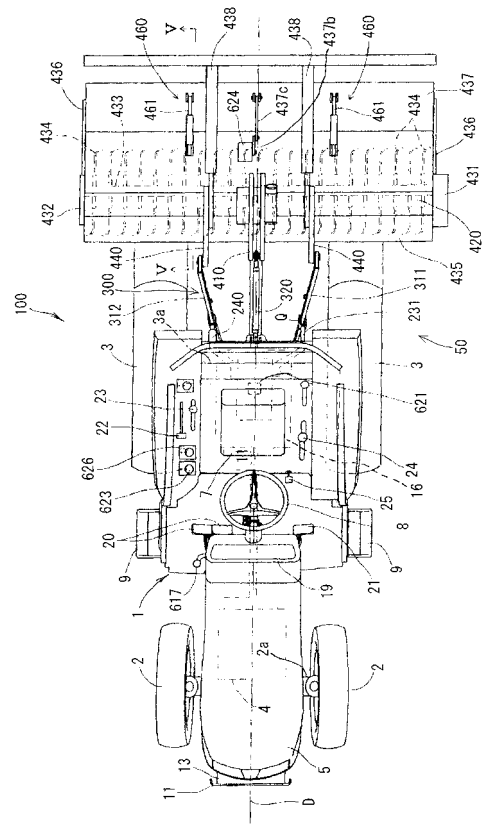
【 図 1 】



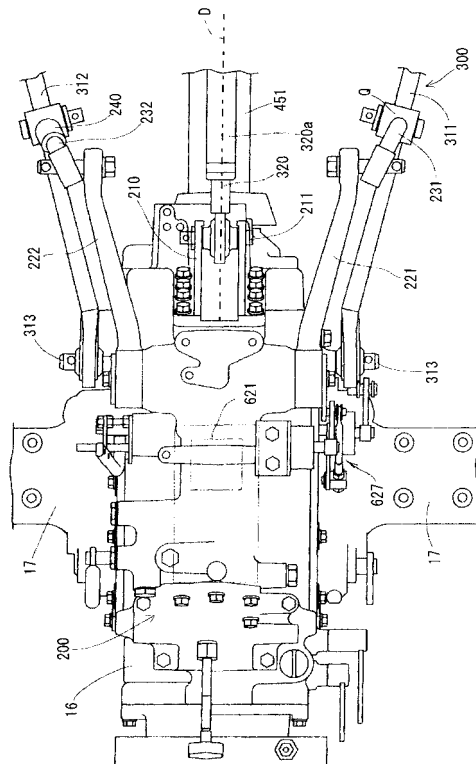
【 図 3 】



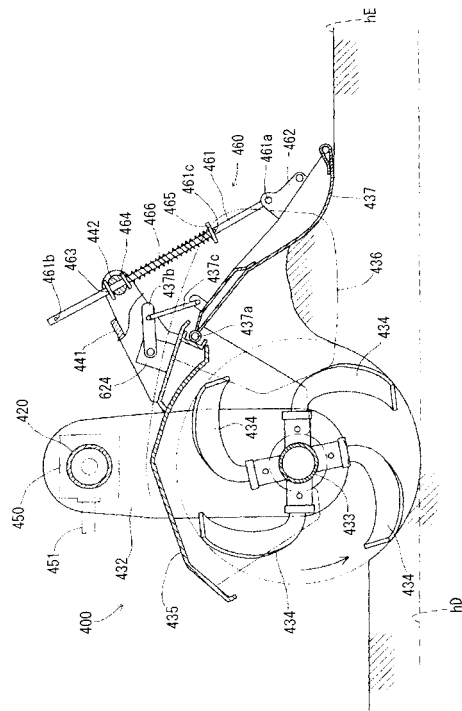
【 図 2 】



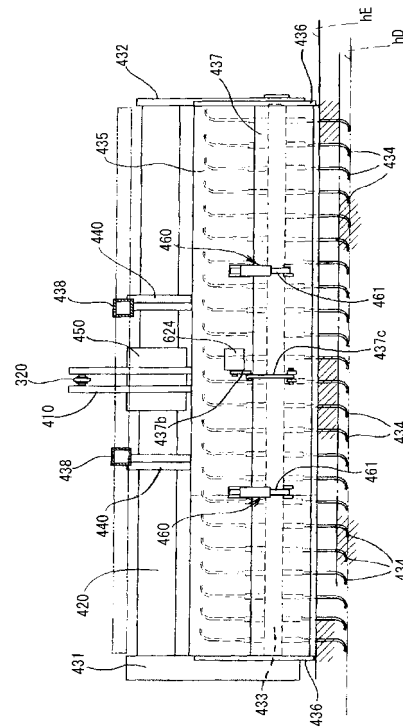
【図 4】



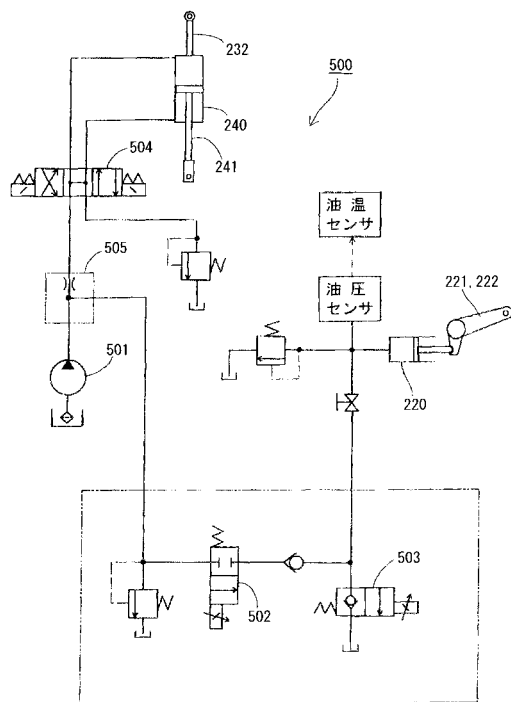
【図 5】



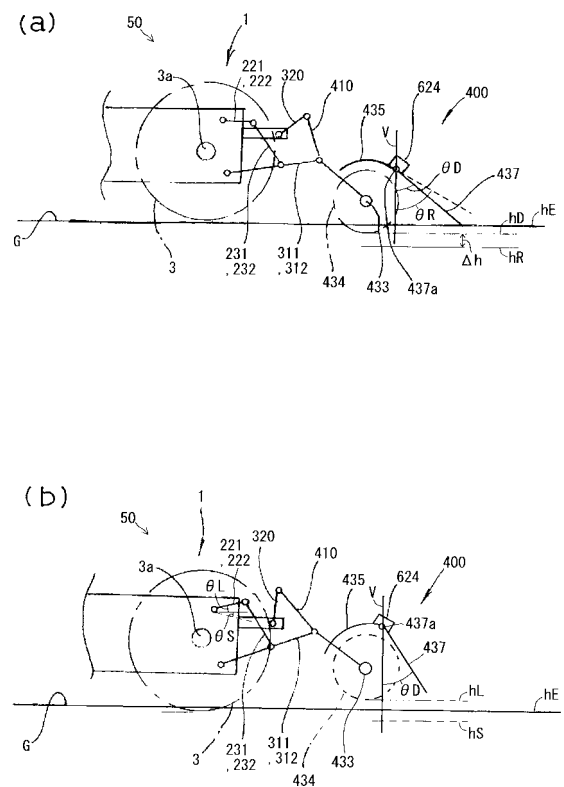
【図 6】



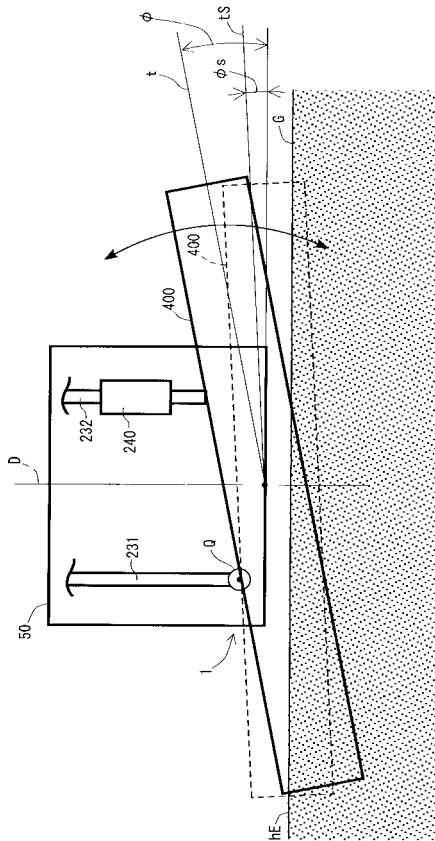
【図 7】



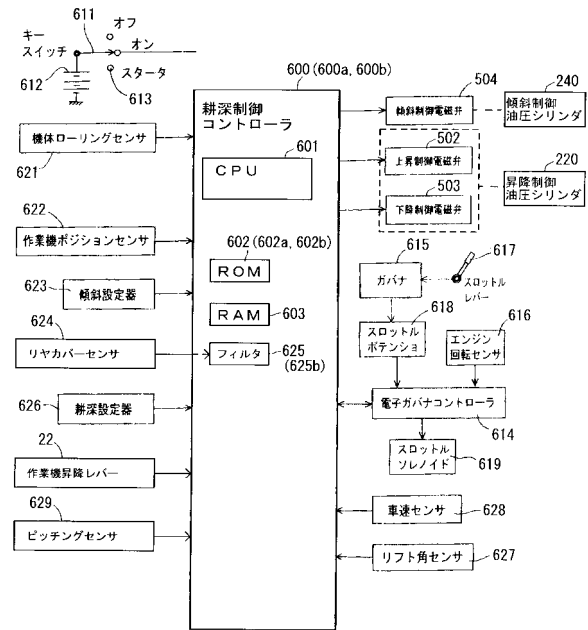
【図 8】



【図 9】

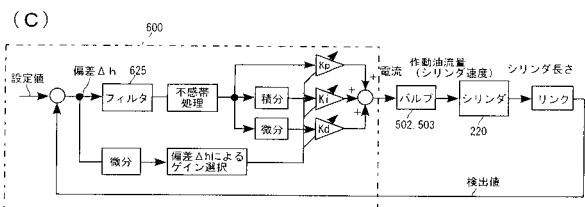
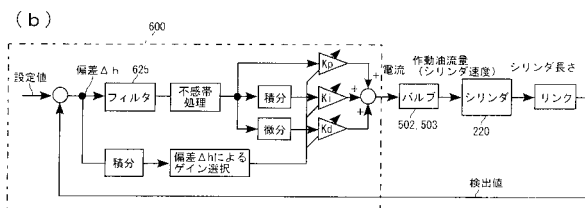
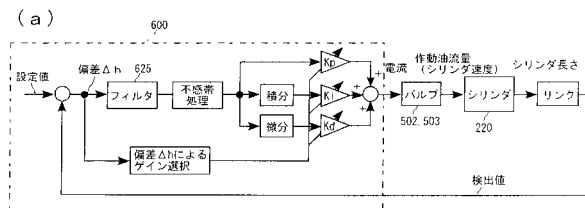


【図 10】

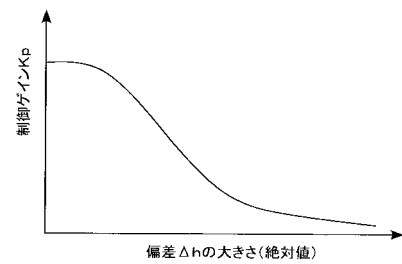


【図 11】

(a) 偏差によるゲイン選択 (b) 偏差の積分によるゲイン選択
(c) 偏差の微分によるゲイン選択

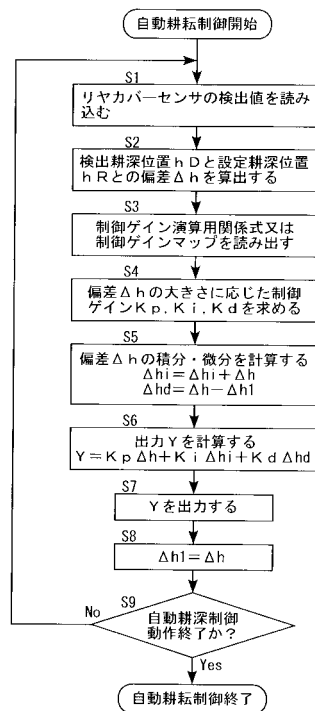


【図 12】



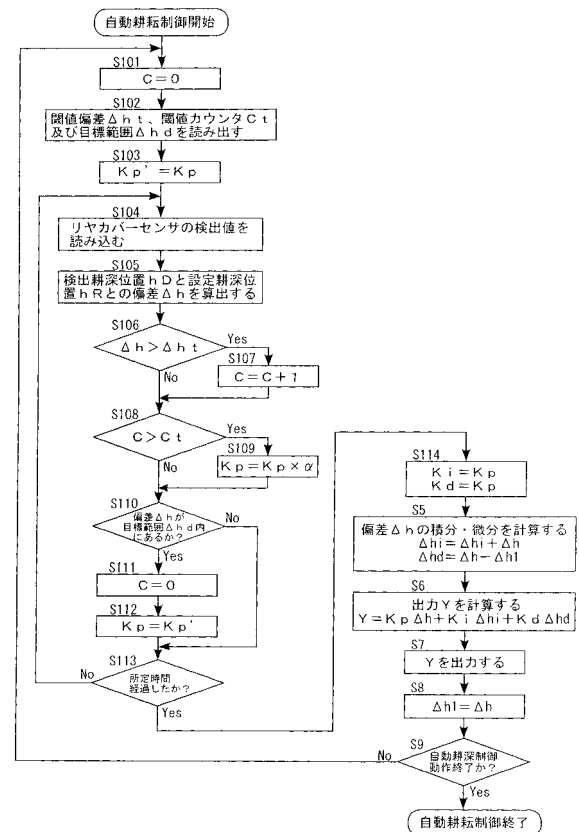
【図 13】

制御フローチャート（偏差によるゲイン選択）



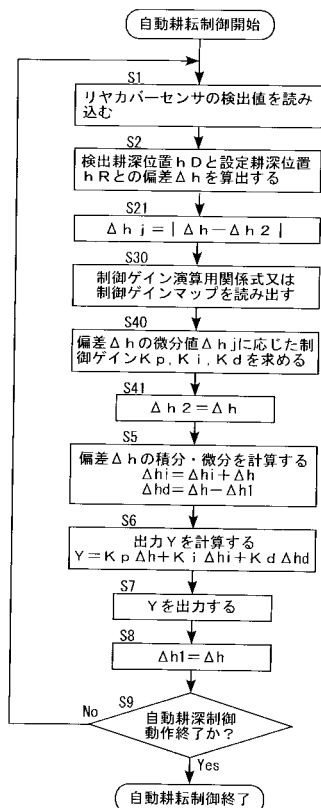
【図 14】

制御フローチャート（偏差の積分によるゲイン選択）



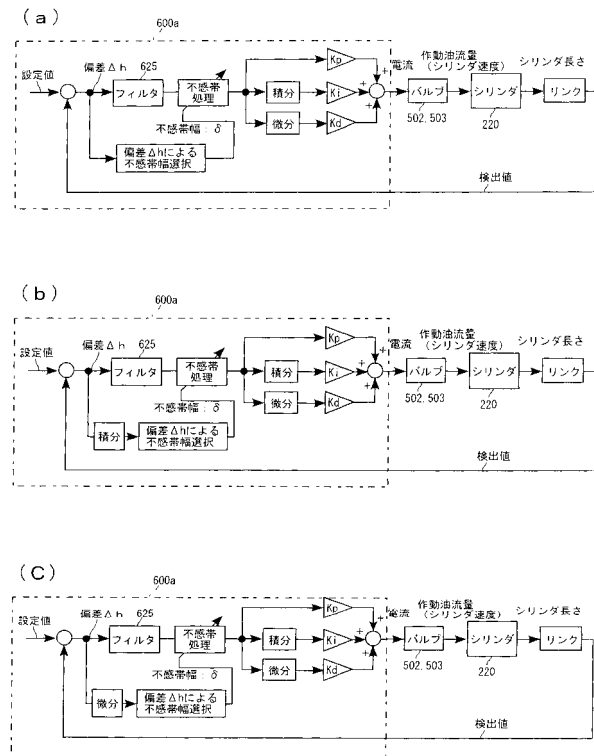
【図 15】

制御フローチャート（偏差の微分によるゲイン選択）

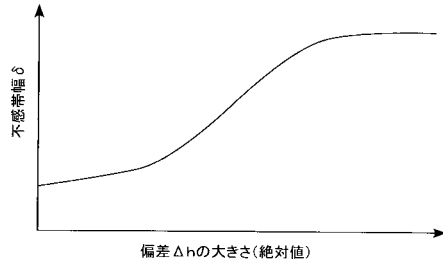


【図 16】

(a) 偏差による不感帯幅選択 (b) 偏差の積分による不感帯幅選択 (c) 偏差の微分による不感帯幅選択

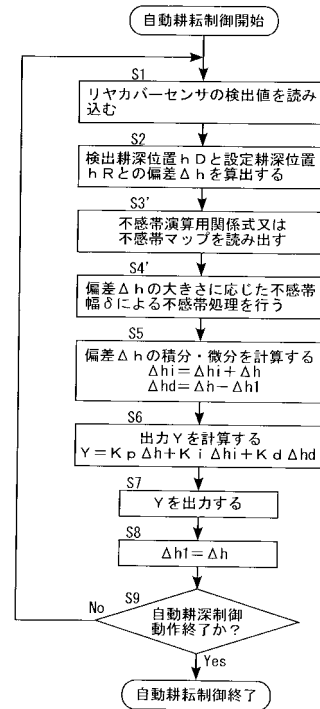


【図 17】



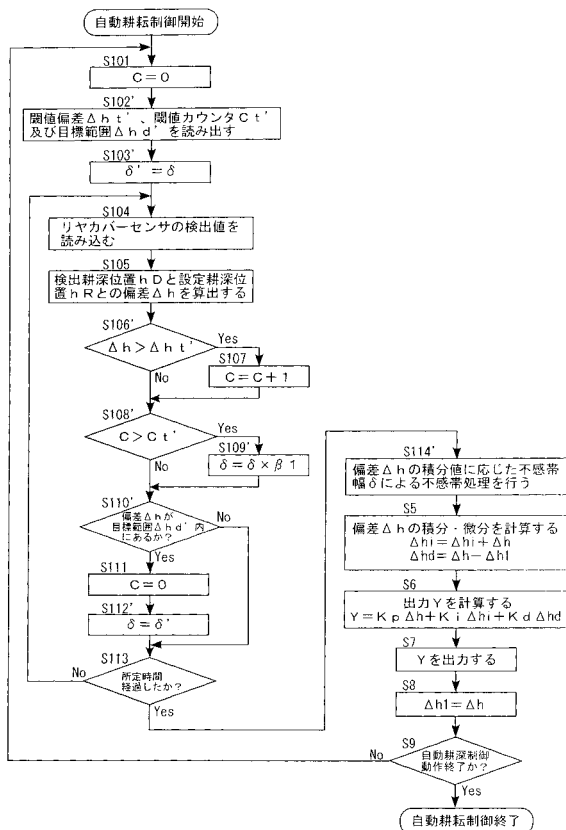
【図 18】

制御フローチャート（偏差による不感帯幅選択）



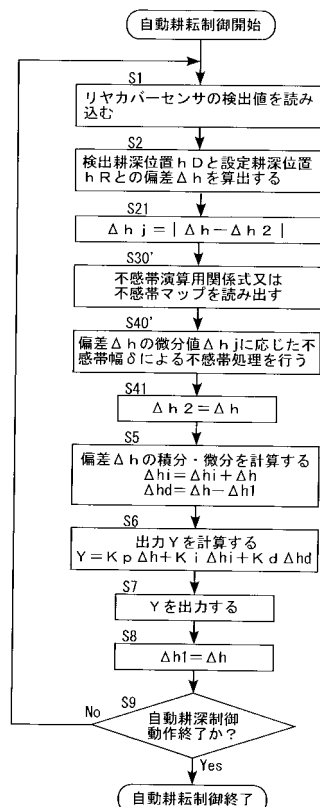
【図 19】

制御フローチャート（偏差の積分による不感帯幅選択）



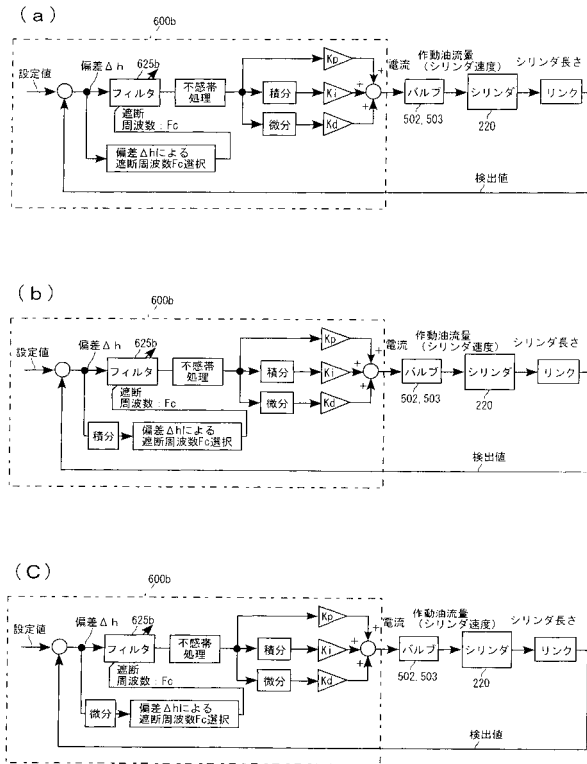
【図 20】

制御フローチャート（偏差の微分による不感帯幅選択）

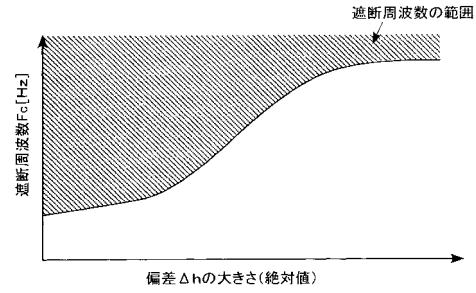


【図 2 1】

(a) 偏差による遮断周波数選択 (b) 偏差の積分による遮断周波数選択
(c) 偏差の微分による遮断周波数選択

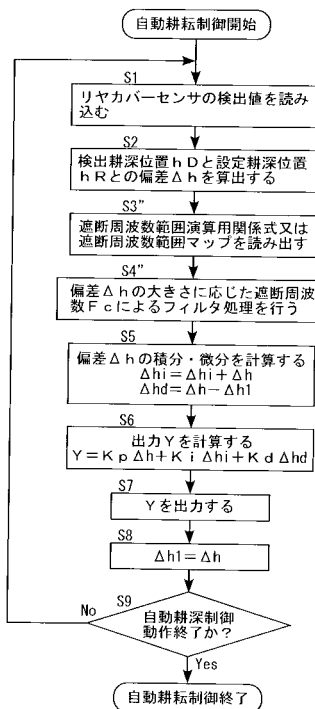


【図 2 2】



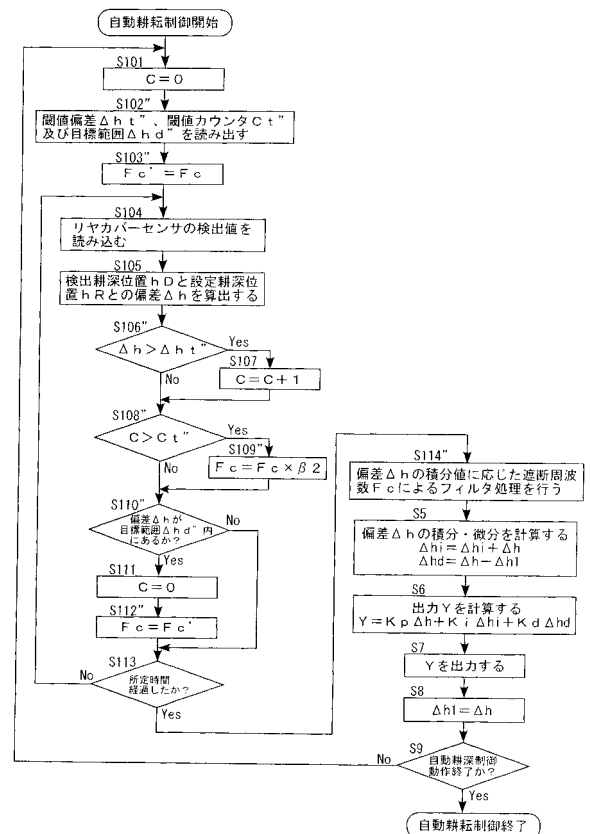
【図 2 3】

制御フローチャート (偏差による遮断周波数選択)



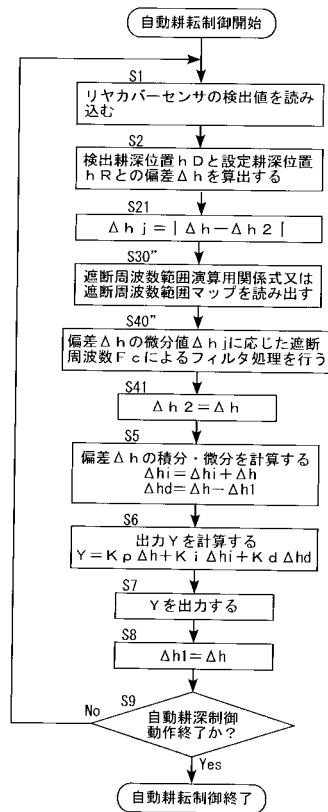
【図 2 4】

制御フローチャート (偏差の積分による遮断周波数選択)



【図 25】

制御フローチャート（偏差の微分による遮断周波数選択）



フロントページの続き

(72)発明者 丹生 秀和

大阪府大阪市北区茶屋町1番32号 ヤンマー株式会社内

Fターム(参考) 2B304 KA08 LA02 LA06 LB05 LB15 MA04 MB02 MD01 MD03 MD04
MD08 PD02 QA12 QA22 QB15 RA08